

(11)Publication number:

01-250847

(43) Date of publication of application: 05.10.1989

(51)Int.CI.

G01N 21/88 H05K 3/00

(21)Application number: 01-039187

(22)Date of filing:

18.02.1989

(71)Applicant: KLA INSTR CORP

(72)Inventor: CHADWICK CURT H SHOLES ROBERT R

GREENE JOHN D

TUCKER III FRANCIS D **FEIN MICHAEL E**

JANN P C

HARVEY DAVID J

BELL WILLIAM

(30)Priority

Priority number: 88 158289

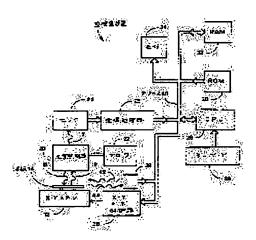
Priority date: 19.02.1988

Priority country: US

(54) AUTOMATIC HIGH SPEED OPTICAL INSPECTION EQUIPMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To detect a smaller region of a material lacking conductivity by performing quasi-Lambert focused illumination. CONSTITUTION: At first, the design characteristics of a pattern on the surface of a substrate 14 to be inspected are stored in an RAM 32 from a data base being used for generating the pattern or by placing the substrate 14 on an XY stage 12 and inputting the characteristics thereof through an image pickup system when the substrate 14 is moved under an illuminator 20. Some region on the surface of substrate 14 to be inspected is then illuminated substantially uniformly by means of the focused Lambert illuminator 20. Subsequently, the region on the surface of substrate 14 illuminated by the illuminator 20 with a sensor 24 is focused. Furthermore, a comparison means (CPU 26) compares the focused region of substrate 14 with desired characteristics thereof stored in an ROM 30 in response to a data stored in the RAM 32 and the sensor 24. According to the arrangement, a smaller region of a material lacking conductivity can be detected.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

BEST AVAILABLE COPY

@日本园特許庁(JP)

① 特許出願公開

平1-250847 ®公開特許公報(A)

@Int.Cl. 4

織別記号

庁内整理番号

母公開 平成1年(1989)10月5日

G 01 N H 05 K

F-7517-2G Q-6921-5E

審査請求 未請求 請求項の数 56 (全39頁)

69発頭の名称 自動高速光学検査装置

②特 頤 平1-39187

29出 願 平1(1989)2月18日

@1988年2月19日@米国(US)@158,289 優先権主張

砂発 明 者 カート エイチ シヤ アメリカ合衆国 カリフオルニア 95032 ロス ガトス ウッデッド ビュー ロード 220

ドウイツク **勿**発明 君 ロバート アール シ

アメリカ合衆国 カリフオルニア 95005 ペン ロモン

ド ハルソン レイン 315 ヨールズ

の出 願 人 ケイ エル エイ イ アメリカ合衆国 カリフオルニア 95054 サンタ クラ

ラ ミッション カレッジ ブーラバード 2051

ボレーション

ンスツルメンツ コー

②代 理 人 最終質に続く

弁理士 布施 行关

外2名

:51

1. 発明の名称

自勃高速光学校查装器

2. 特許納束の務例

(1) . 遊版の表面特性を検査する検査装置

基板の表面の所塑特性を記憶する配位手段と、 検査しようとしている基礎の表面の並る領域を 保保均一に限明する合旗点準サンベルト照明手段

この限明単級で照明された基板の領域を結構す るセンサチ段と、

危他が殴およびセンサ手段に応答して基根の結 像領域を表展の記憶された別望特性と比較する比 初本のと

を包含する検査設置。

(2). 盆板の設面特性を検支する検査製配 てあって.

基級の表面の例望特性を影像する思慮呼及と、

検査しようとしている森根の東頭の或る領域を ほび均一に脳明する風明乎段と、

この感明手段で照明された基板の領域を始ます るTDIセンサ手段と、

記憶手段およびセンサ手段に応答して基板の結 像領域を強複の記憶された別望特色と比較する比

を包合する検衣装置。

(3)、 塩板の設面特性を直換する方法で あって、

a、基限の鉄頭の所盤特性を記憶する機能と、

b . 点校しようとしている基版の表面の或る領 城を合無意識ランベルト無明ではは均一に臨功す る独的と、

c. 照明手段せ照明された基版の領域を始後す 五份份と.

4、 基股の薪俸領域を基股の記憶された原盤特 性と比較する段階と を包含する方法。

(4)、 指版の製画特性を点換する方法で

特閣平1-250847 (2)

あって.

a、広板の表面の角盤特性を記憶する設備と、

り、点数しょうとしている基礎の製画の或る質 数をほぼ均一に限功する段階と、

c. 照明が段で無明された遊長の倒越な TDIセンサが段で執像する段階と、

d. お仮の結像領域を基股の配包された所望特徴と比較する段階と

を包含する方法。

(5). 狭い塩砂剤域に扱って経尿均一に合 熱点照明を行なう照明範疇であって、

が何門間間の町1、第2の反射器学数であって、名々か他の反射器平数の最齢に対してほぼ平行な反動を有し、また、各々が其いに最も鉄道した役に切って隔たっていて照明線周囲被を簡潔照明设置を通して上から見ることができる経路を構成している第1、第2の反射器学数と、

ネッが平うであり、立いに平行に防配第1、終 2の反射器争反の名々の別端のところに執着して ありかつ前記6第1、第1の反射器手段の異称に

器手段生.

各々が第1、 第2の反射器手段の対応したもの に平行に競技してあって対応した反射器手段のは は全会語に光を送る第1、 第2の線形光盤手段と を包含し、 照明線形解域が向配各第1、 第2の反 財際手段の1つの組点に位置していることを特徴 とする知る装置。

(7) 請求項6記録の後差認置において、前記第1、第2の線形光報中段の各々が高さは低いが幅は区別線形領域とほぼ同じとなっている出口器を備えた光ファイバー収と、これら第1、第2の光ファイバー架の入口網を限用するように配置した非平均性光型とを包含することを特徴とする数素發展。

(8). 前求項の記録の検査装置において、 前記第1、第2の線形光度年段の各々が照明線形 領域とほぼ同じ長さを有する光朝を包含し、この 光原が前記第1、第2の反射器手段のうち対応す るものに対して平行になっており、各元原乎改が 対応する反射器爭段の第1 然息のところにあり、 対してほぼ虚角に包置している第3.第4の反射 忍が難と、

各々が形!、第2の反射哲手段の対応したものに平行に設定してあって対応した反射語手段のほぼ金製団に光を送る路1、第2の線形光涯手段とを包含し、照明線形部域が前記を第1、第2の反射器平段の1つの無点に位置していることを特徴とする原用路路。

(6) . 請求明2記載の快査装置において、 前記復明手段が、

格内内信息の第1、第2の反射器手段であって、各々が他の反射器手段の長機に対して経母平行な長期を有し、また、名々が互いに最も接近したほに知って際たっていて限明級が単位を向記照明装置で返して上から見ることができる機能を構成している第1、罪2の反射器手段と、

各々が平今であり、互いに平行に前記部1、 第 2 の反射 8 手段の名々の関端のところに装着して ありかつ胸記各第1、 第1の反射器手段の長端に 対してほぼ 18 内に位置している 第3、 第4 の 反射

照明線形向機が前型第1、第2の反射局争設の各々の第2組成のところにあるように各光額手段が 数数してあることを特徴とする物産機関。

(9)、 額求羽8記載の検査数量において、 商記即男手段が、さらに、

納門円倫形となっており、 最勤が邪1、 第2の 反射器手段の反動に対してほぼ平行であり、 前記 第1、 第2の反射器手段の上方で、 原明線形領域 を前記 | 関手段を通して上から見ることのできる 経路から離れて装着してある 遊5 の反射器手段 と、

深明線形倒域を前記照明や吸を通して上から見ることのできる域路内に被努してあり、 光学観察 動類に対して競裂しており、 あ5 反射器争殴から 原別線形削減に向って合焦点ビームを反射するようにを置したビームスブリッタ手段と、

特別平1-250847 (3)

線形的域が第5 反射器手段の第2 無点のところに 位置し、第5 反射器手段からのピームがピームス ブリッタ手段で反射されるようにしたことを特徴。 とする検音塑像。

「(10)、胡永冽9記載の検査装置において、 前記節1、題2の光器学段が水路式水銀毛管アー ク・ランプであり、前船照明手段が、さらに、際 明祖鮮領域と第1、第2の光源手段および示1、 第2の反射器学版の組合わせの名々との期に取り 外し自在に位置させることができ、第1、第2の 光原季度および加1、第2の反射器手段の配合わ せから被照明線形領域に送られた光を確認する邸 1、 国 2 の光学フィルタ手段と、ビームスプリッ ク手段の照明線形領域から隔たった個に設置した 可視光フィルタであり、そこを通して臨頻線形像 ぬからの光がセンサ手段に過るときに 可視光のみ がセンサ手段を通るようにした娘3光学フィルタ が段と、この部3元学フィルタ手段のビームスブ リッタ手段から限たった例に要着してあって照明 雄形領域からの光をセンサ手段上に無点合せする

(16)、 路次明14 記載の検査装置において、 両記スリット和立体手段がそれを苦根の裏面上方はは均一なあさのところに浮上させる一体空気動気が受を包含することを特殊とする検査教理。

(16)・ ぬ水須6 記載の検査装置において、 病記第1、 第2 の反射器学歌が被長選択コーティングを包含し、 反射 しようとしている 環定被長の 光および気の変長の光を基板の熱負荷を減らすよ うに伝達するようにしたことを特徴とする検査整

(1 7) . 結束項2記載の改立数数において、 前記照明手段が開催した方向へ移動する空気の悪 となる新体質空気数手段と、照明手段を造して前 記空気を送り、 益飯のほぼ却一定眼明された何哉 とセンサチ段との間の光降におりる展明手段内の シュリーレン効果を最小限に抑える事件手段とを 包含することを特徴とする検査装置。

(18)、請求項し記載の検査差値において、 顔記照明手段が、 レンズ手段とを包含することを特徴とする検査数

(12)、 節東羽 11 記憶の 飲 査 設選 において、 前記通切 ジャケット 手 最が ランブ の 数別 する 光を 達 過する ように 光学的に 被覆 して あることを 行散とする 快 登 疑 屋。

(13)、請求項11項記憶の検査破及において、前記過例ジャケット平段が前記ランプのまわりに室を形成していてランプの名明水周の確常としていることを特徴とする検査設定。

(14)、 出来項2記載の検索装置において、 前記例明学改が前記照明銀銀倒域のすぐ上に配置 してあって基板の、 越微領域以外の領域から反射 されてきた光の最を低減するスリット別立体手段 を包含することを特徴とする快変設置。

桁円円 何形の部1、近2の反射器手段であって、各々が他の反射器手段の長端に対してほぼ平行を最額を有し、また、各々が互いに及る接近した機に指って所たっていて強明線形倒域を消影脈明接匹を追して上から見ることができる総路を構成している第1、第2の反射器手段と、

名々が平りであり、正いに平村に顔記載1、都 2の反射選甲酸の名々の再塊のところに改立して ありかつ前記各部1、第1の反射機手段の長動に 対してほぼ直角に位置しているある、前4の反射 選手段と、

特開平1-250847 (4)

にあり、機財験単領域が開記第1、第2の反射器 中間の各々の第2級点のところにあるように各党 都中段が発着してある第1、第2の機形や類手限 と、

前内円前形となっており、医師が第1、第2の反射為不吸の足動に対してほぼ平行であり、内配除1、第2の反射器手段の上方で、照明線形面地を前記照明手段を辿して上から見ることのできる。 経路から離れて設着してある第5の反射器手段と、

超初級形的故を前起照明手段を通して上から見ることのできる経路内に教者してあり、 光学収存 極級に対して傾射しており、 第5 反射器手段から 簡明線形的域に向って合無点ビームを反射するように位置したビームスプリック手段と、

前記事5 反射器手段に対して平行に接着して あって第5 反射器手段のほぼ金表面に光を送る筋 3 類別光期手段とを包含し、

この 第3 線形 光源 手段 が 第5 反射 器 手段 の 第 1 仮点のところに、 照明線 が領域 が第8 反射 電手

する校査数型。

(20)、請求項18記憶の検査契整において、検記房1、第2の光数手段の各々が限例規則 領域とほぼ同じ長さの組長いランプと、このランプを取り関ルでいる透明ジャケット手段とを包含 することを特徴とする検査機関。

(21) . 請求明20 記録の検査装置において、前記透明ジャケット単段がランプの放射する 光を構造するように光学的に被覆してあることを 独断とする検査接限。

(22)、請求収20項記念の改在故壁において、前記達明ジャケット年度が的記ランプのまわりに至を野成していてランブの治却永用の海等としていることを特殊とする検査装置。

(23).請求項1記念の快差突置において、 能記照明半級が演記服明線が钢焼のすぐ上に配置 してあって基板の、最低領域以外の領域から反射 されてきた光の菱を返誤するスリット組立体手段 を包含することを特殊とする快差装置。

(24)、請求明23記数の校査数置におい

段の終2並及のところに位置し、第5 反射器手段からのビームがビームスブリック手段で反射されるようなしたことを特徴とする状态変異。

(19)、請求項18記載の務査装置におい て、前記数1、第2の光製手数が水角式水銀毛管 アーク・ランプであり、歯能原引手駆が、さら に、風刺線形像域と第1、第2の光源手段および 第1、 第2の反射器手段の紹合わせの名々との間 に取り外し自在に位置させることができ、第1. 第2の光数手段および第1、第2の反射器学段の 血合わせから被照明線形面板に送られた光を超過 する節!、結2の光学フィルタ手段と、ビームス ブリッタ平取の風明維耐耐血から概たった例に設 設した可模光フィルタであり、そこを通して照明 級店園地からの光がセンサ手段に過るときに可視 光のみがセンサギ改を迫るようにした第3光学 フィルタ手段と、この知る光学フィルタ手段の ビームスブリッタ手段から隔たった側に接着して あって照男様原領域からの光をセンサ学段上に祭 点合せするレング半段とを包含することを輸放と

て、前記メリット組立体平段がそれをあ坂の製脈 上方にはめいな話さのところに浮上させる一体空 気動文手段を包含することを特殊とする検査装 数。

(25)、請求項!8起帳の快充裝置において、間応的1. B2の反射器手段が強長選択コーティングを包含し、反射しようとしている選定放及の光および他の被長の光を基段の特点符を減らすように位達するようにしたことを特徴とする快在公記。

(26)・請求項1記成の検査整盤において、 前記照例年級が開份した方向へ移動する空気の数 となる高体格空気型手段と、原例手段を通して症 能空気を送り、蒸暖のほぼ均~に限別された領域 とセンサ半段との間の光路における風弱平段内の シュリーレン効果を最小限に抑える事質平段とを 但含することを斡旋とする数弦発量。

(27)、胡谀明ら記憶の教査総費において、 前記第1、第2の線形光数手段の各々が高さは低 いが幅は原明級形領域とほぼ同じとなっている出

特簡平1-250847 (5)

口部を備えた光ファイバー泉と、これら節1. 第 2の光ファイバー東の入口端を照明するように便 回した非干渉性光鬱とを包含することを特徴とす る校准数置。

(28)、請求項5配金の照明装置において、 前記部1、第2の服形光環手段の名々が限明珠形 閉場とほぼ同じ長さを有する光器を包含し、この 光源が前記部1、第2の反射器手段のうち対の 大原が前記部1、第2の反射器手段のうち対の 対応する反射器手段の部1無のこころにあか 照別線形備成が前記部1、第2の反射器手段のが をの第2無点のところにあるように各光限学及が をおいてあることを特徴とする照明装置。

(29)、助皮現23記数の照明装置において、さらに、

何円円筒財となっており、長勧が第1、第2の 反射器学段の長島に対しては位平行であり、前記 第1、第2の反射器学段の上方で、際明線形領域 を前記限明学数を返して上から見ることのできる 経路から離れて始着してある第5の反射器学段

(31)、 助東項 5 記載の関明装置において、 前記第1、第2の光質手段の各々が風明線形質域 とほぼ同じ長さの血長いランプと、このラングを 取り図んせいる遠明ジャケット手段とを包含する ことを物質とする原明競技。

(32)、 路京用31 記録の復明設置において、前記透明ジャケット手段がランプの放射する 光を適過するように光学的に被覆してあることを 物像とする照明説器。 即明線影部域を前記照明手段を通して上から見ることのできる経路内に装得してあり、 光学優緊制銀に対して類似しており、 那多反射野手段から 歴明線影明地に向って合思点ビームを反射するように位置したビームスブリッタ手段と、

時記 5 反射 3 学 段 に 対して 平 行 に 数 3 し て あって 章 5 反射 都 手 設 の ほ 様 全 表 値 に 光 を 送 る 都 3 級 彫 光 都 千 段 が 第 5 反射 都 手 段 の 第 1 株 本 の と こ う に 、 無 羽 練 彫 領 域 が 第 5 反射 器 手 段 の 都 2 株 点 の と こ う に 佐 霞 し 、 郎 5 反射 器 手 段 か ら の ビーム が ビーム ス ブリック 手 段 で 反射 されるように したこと を 特 章 と す る 無 明 装 敵 。

(30)、請求明29記載の規則整體において、抑配部1、第2の光韻華殷が末角共本銀毛管アーク・ランプであり、さらに、照明線が旬後と終1、第2の光型手段および部1、第2の反射場子段の組合わせの各々との間に取り外し音をに位置させることができ、第1、第2の光型手段およ

(33)、請求項31項記載の無明發覆において、前記透明、ジャケット手段が情思ランプのまわりに室を形成していてランプの治却末角の姿管としていることを特徴とする照明複数。

(34)、結束項6記数の規則設置において、 さらに、前記別切扱が倒越のすぐ上に配置して あって苦硬の、数量領域以外の領域から反射され てきた光の量を低減するスリット組立体手段を包 金することを特徴とする規例数置。

(35)、請求領34記載の原明裝置において、前部スリット組立体手段がそれを落版の表面上方法は均一な高さのところに浮上させる一体型気動交手段を包含することを特徴とする態明装

(36)・請求項 B 危機の側側装題において、 前記第1、 数2の反射器手段が被接選択コーティ ングを包含し、反射しようとしている選定被長の 売および他の放長の光を詰接の熱負荷を減らすよ うに伝達するようにしたことを特徴とする頭引数 数。

持開平1-250847(合)

(37)、遊泉州 5 記暖の照明整盤において、 前起照明手段が制御した方向へ移動する空気の歌 となる高体積空気器手段と、照明平段を造して前 記定名を送り、遊場のほぼ均一に照明された節域 とセンサ手段との間の光路における照明手段内の シュリーレン効果を最小限に抑える事等手段とを 辺含することを特殊とする照明装置。

とを特徴とする検査終歴。

(40)、胡欢明4紀娘の方法において、段時 トゼ

e. 放設表面上方にそれにごく接近して配置してある幅の狭いスリットを通して透波要面上の映る領域を照明する段階

を包含することを特徴とする方法。

(41)、請求項4形数の方法において、さらに、

f · 經明領域を通して空気死を送って段階でで のシェリーレン効果を最小限に抑える段階 を包含することを斡旋とする方法。

(42)、胡求明4配数の方法において、さらに、

5. 検索しようとしている姿面に対して返回が 内へ照明手段を移動させてそれらの間の隔離を比 収め一定に供ち、政階ににおいて姿面を合為点状 取に維持する政府

を包含することを特徴とする力法。

(43)、額求項4記載の方法であって、遊板

方向にのみ前記スリット組立体手段を移動させ行るように配置してあってスリット組立体手段と基礎表面との距離を比較的一定に扱つようにしたことを特徴とする検査を経過。

(39)、防水明23記載の快差発度におい て、さらに、例記センサ手段を恣着する関定取り 付け面と、海記センサ手段のすぐ下で前記段定数 り付け面に前距隔列手段を取り付けるための格 1 取り付け単数とを包含し、この新し取り付け平 段が枚巻しようとしている店板の要願に対して乗 進な方向へのお歯配限関系段を移動させ得るよう に配置してあって原明手段と基板表面との期の斑 離を比較的一定に限つようになっており、またさ らに、前記風明学段のすぐ下で商製固定取り付け 面に前起スリット超立体手段を顕著するための第 2 取り付けが設を包含し、この第2取り付け平段 が検査しようとしている拡展の姿面に対して頭直 方向にのみ前型スリット設立体手段を移動させ得 あように記録してあってスリット組立体手段と広 **厳衷面との避嫌を比較的~覚に保つようにしたこ**

の対光検査を行なうための方法において、段朔

h. 基板の製面を超級及の被干渉性光で態명する段階と、

1. 段勝りの光よりもほい彼是の光で慈娘の攻縮を始保する段時と

を包含することを特徴とする方法。

(44)、結束項4配数の方法であって、基板の換差を消光検査と称ランベルト限例の組合わせ で行なう方法において、さらに、

i. 地級長被干渉性光である政際もの無明で設 関a~ dを実施し、造版の関明光よりもない設長 の光で延振の結像を行なう段階と、

j. キャンベルト思明である政権もの無明で政治の心を実施する政策と

を包含することを特徴とする方法。

(4日)、胡永明る記憶の方法において、段階 なが

e. 基礎設置の上力にごく設定して免難した数 の秋いスリットを通して施服変順上の成る領域を

特開平1-250847 (ア)

照明する段階

を包含することを特殊とする方法。

(46)、 **幼**束項3 記載の方法において、ぎら に、

で、原明的競を通して空気流を送って段階ででのシュリーレン効果を最小限に押させる段階を包含することを特徴とする方法。

(47). 請求項3記載の方法において、さらに、

8、 検査しようとしている表面に対して虚恵方 向へ限例手段を移動させてそれらの個の関係を比 数値一定に保ち、 収離とにおいて表面を合規点決 恋に競技する取物

を包含することを特徴とする方法。

(48)、請求項3記数の方法であって、蒸仮の選光数益を行なうための方法において、設辖 bが

h. 蒸級の裏面を超数長の数平途性光で展明する砂樹と、

1. 吸附もの光よりも長い披長の光で基板の表

ンとして知られる第1万向における少なくとも 2 列の歴史領域と、多世ディメンションとして知 られる第2 方向における少なくとも1 行の感光倒 感とを有することを特徴とする検査疑疑。

(53)、請求明52部股の被交換器において、前配TDIセンサ手段が多盤方向において均等な関係で設けた少なくとももつのタップを包含することを特徴とする被在設盤。

(54)、請求例2記載の法を数数において、 前記TDIセンサ学級が二次元電荷結合デバイス 施光アレイであることを特徴とする検査委員。

(55)、 排水項 2 記載の検査施設において、 前配 T D I センサ 平 級 が T D I ディメンションと して 如 られる 那 I 方向に おける 少 なくとも 2 列の 懸差 間 域 と、 多屋 ディメンションとして 知られる 節 2 方向に おける 少 なくとも 1 行の 懸光領域とを 有することを特徴とする検査検査。

(56)、 請求項 55 配数の 檢查数量において、 助記 TD I センサ手段が多電方向において均等な関係で取けた少なくとも 1 つのタップを包含

面を結びする政府と

を包含することを特徴とする力強。

(49)、結束項3記載の方法であって、拡展の検査を登光検査とロランベルト原明の創合わせで行なう方法において、さらに、

i. 知被長数干渉性光である段階 b の原明で数据 a ~ d を実施し、基版の限明光よりも長い改築の光で基板の始像を行なう段階と、

j. ぬランベルト選択である食併りの照明で受 間な~ d を実施する段階と

を包含することを特徴とする方法。

(50)、結束項「記憶の物を変置において、 前記センサ手段がTDIセンサ予股であることを 特徴とする物産効果。

(51)、請求項50記板の校在設置において、前記TD1センサ市欧が二次元電荷競会デバイス曝光アレイであることを特徴とする検査装

(52) . 請求領50記載の決立姿数において、対記TDIセンサ手段がTDIディメンショ

、することを特徴とする快速設置。

3、 発明の詳細な説明

差別の背景

太原はLacry M. Rosenberg、Alexander Brundy およびCurl B. Chedrickの名前で出頭され、太原 と同じ辿り受け人に観覧された、「Stable Instr usent Beach With Replicated Precision Surfac c」という名称の別の特許出頭に関係する。

本免明はブリント配線根等のような衰弱の自動 快 査 に 関 し 、 一 好 群 し く は 、 検 出 寄 と し て て D 1 センサを用いている姿態の自動為速検査に 関する。

ブリント 配線板(タッち)は、非球電性 基板 (FR・4 エボキシ・ガラス 磁鉱 複合材のような 材料で作ってある)上に存在する成るパターンの 客他体(1.4 ミル邦餅のような材料で作ってあ る)を包含する。ブリント配線板の製作時、速電 性材料の頂頭を食団的に粗値加工して、導電体へ のフェトレジストの接合を助けることが多い。組 随加工力法には、機械的研修法、化学的エッチン

符閉平1-250847 (8)

ク後、電気メッキによる模様がき 裏面層の付字 (たとえば、いわゆる「二重処屋銅」で行なわれる)がある。それぞれの粗脳加工法はそれぞれ数 特の深間組織を生じさせる。

したがって、ブリント記録度の光学快変用の機能の設計では、①極々の表面組織を効果的に 鬼鬼できるようにすることが必要であり、また、②できるだけ用途上の融通性を与えるために、 専能体が折らかな姿面を有するブリント記録段を正しく快化できるようにすることも望ましい。

独立のために不透明な光学問を限明する最も替及した簡単な方法では、故校本間を開発するのに 例いるのと同じレンズを適して限明を行ない、また、そのレンズで表面から反射あるいは放乱して きた光を楽めている。この方法は明初野巫 直照明 として広く知られており、結単には、明祖野孫明 と呼ばれている。

第2図は、ブリント配線板を検査するのに明視 野原明を用いるときに特有の関連を示している。 領知政策体8(原面で示す)は絶縁基級9上にあ

なっている任意の光学的センサは点13を照点として見る。これは点13を出た光がいずれもレンズを辿らないからである。

ここで説明している一般的な現点は、 祖師を明 祖野風直照明で開发したときにその姿面の患類斜部分が的く見えがちであり、 装面の全体的な構想が変化の大きいまだらとなるということにある。

无学校登録就にとっては、 併信放と絶縁材質成を区別できることが必要である。これは、 しばしば、 本電性印度が少なく とも避難した被及では絶 試到成よりも反射性が高いという事項の利点を浮 川することによって行なわれる。 電子ロジックが 川いられており、 これは 解倒域 を地縁性と 満別し、 明確破を非理性と 類別する。 機明光学系が 群 世 任 団 域をまだらに 見せる 場合には、 導電性 田 域 の 或る 紹分が 絶縁性と 群って 施別されることに なる。

この問題についての公知の解決策は、比較的大きい訓練にわたって観察した反射率値を平均し、 祖風・磁線付き網の場合でも、不均反射率が基級 る。 専電体 B の 質面 は 物い 状態で 示して ある (こ こでは、 説明 の ために 相ぎ 程度 はかなり 的 表して ある)。 慰明 はレンズ 1 1 を 通して行なわれ、 このレンズ は 表面 から 反射 あるい は 数 乳して き た 光 を 観察する のにも 照いられる。

おおの平均反射率よりも高いことが多いという事 契の利点を採用することである。しかしながら、 この力強は平均化する団域よりも小さいサイズの 実数に閉の欠けている欠陥を検出するには実用的 でないという欠点を有する。

従来方法での限例器の関ロ数(NA)、すなわち、NAロsin(8)を定然した場合(ここで、9は表面に底角な光線と極端な原明光線との内限である)、限例のNAは少なくとも約0.
7NAでなければならなず、0.8NAより大きいと好ましい。さらに、強明はあらゆる入射角にわたって一定の微さ(ワット/ステラジアン/cm²)でなければならない(ずなわち、独ランベルト)。

本発明の功欲は、相面・疫婦がき裏面の見別よのまだら疫婦を光子的に破らすことによって、大関島の平均化を避けることを可能にし、その結果、軽電性を欠いた材料のより小さな領域を被出するので可能としたことにある。

場合によっては0.9を超えることもある間は

符册平1-250847 (9)

数まで広福明の角度でも合規点照明を行なうことは 類似ではない。たとえば、高NA対称レンズを 用いるな信事調散が行なわれる。可以が登むを明 でこのような照明が行なわれる。このような照明が 位の最良のものでは、0.95のオーダーの振頻 NAを得ている。しかしながら、このような照像 がでの限明の強度は入り角と無関係ではない。大 はな角度では強い行動のレンズ要素の強過を 下するので、このような対称レンズで行なう瞬分 はさんから離れた角度になるにつれてかなり弱く なる。

したがって、木発明は幾ランベルト合組点限明 を行なうという事実によって福和される。

発明の概要

本売切の好ましい実施例によれば、 茲彼快登森 翌 および方法と照切器融とが得られる。この検査 設定さよび方法と選択の表面の別辺の特徴を記憶 する配位裁数と、 検査しようとしている 基板の表 面の成る 領域をほぼ 50 一に説明する ための合魚 点 開明器とを包含する。 さらに、 既明器によって解

第1 図には、本品明の会会の企会をできません。 は、本品明ののでは、本品明ののでは、本品明ののでは、本品明ののでは、本品明にない、、本品ののでは、本品の

本 孫 明 の 実 途 併 に お け る 検 支 装 超 1 0 は C P U 2 6 を おする コンピュータ 前 御 システム で あ り 、 こ の C P U は データバス 4 0 を 経 で システム の 値 の 穏 々 の 栃 皮 貴 策 と 連 越 し て い る 。 データ バス 4 0 に 接 越 し た 検 秦 義 蓋 中 の 値 の 鶴 成 要 常 と し て は 、 R O M 3 0 、 R A M 3 2 、 モニタ 3 4 、 X Y サーボ 飼 調 器 3 6 、 伦 盃 セ ン サ 3 8 お よ び 脳

明される 遊 収 領域 を 絡 企する センサ と、 記 億 装 型 および センサ に 応 答 し て 蓝 板 の 前 像 領域 を 武 板 の 記憶 され た 倒 翌 特 徴 と 比較する 比較器 と が 設 け られて いる。

<u>システム</u> 隼 ሺ

像处理被罚 2 5 がある。收收整四年使用增加的色 かけることができるようにキーボード28が設け てあり、茄板14の枚衣を開始し、半動で削御で きるようになっている。さらに、蒸放14の現在 顕微されつつある領域を使用者に視覚を迫じて フィードバッグくさせるためにモニタる4が設け てある。RAM32、ROM30はCPU制御シ ステムにおける連常の疑惑を行なうために設けて ある、XYサーボ 別 81 22 3 6 は X Y ステージ 12に微微的に遊話してあって悲极14を CPU26の関係の下に流想投資主で移動させ る。依置センサ3日はステージ12のX化量と Y纹型を砂定するための数形スケールである。及 級し4のすぐ上には光学気明器20が装着してあ り、これは苗板14の裏面を光線16で照明する ものであり、また、この図明器を通じて基板の表 醒を光線18、18′を介してヤンサ24で観点 されるようになっている。センサ24世、光影 14の表頭の回数象を甌像処理を置えるに送られ る世気信号に変換する。頭像処理炎症25は、セ

特朗平1-250847 (10)

ンサ2 4からの領与を処理して検出された像を明報すると共に、データを再講集してそれを运輸し、RAM32で受け取ったデータを格納するに必要な定性量を最小限に抑える。

市動にあたって、使用的は、まず、検査のののは、まず、検ののののは、まずーンは後にのは、14の変面上ののののになって、はの変面上ののののになる。これらのののになどである。これらのののになど、たってのない。たと、ないないののののでは、たってのないが、たってのでは、大力ののでは、ないないないでは、ないないないでは、といいないでは、といいないでは、といいないでは、といいないでは、では、といいないでは、できるでは、できるでは、できるでは、できるでは、できるでは、できるでは、できるでは、できるでは、できるでは、できるでは、できるできるできる。

選人だ影響センサ、たとえば、TOIセンサと の組合わせで以下に流べる種々の限明技術を使用

るいは飲むすらされ、製園の成る特定の们域の局盤的な機器があるところではどこでも、 観覧用レンズに反射させようとしている適切な角度で利用できる照明光線が常に存在するということを歴明することにある。

ランベルトは肢面、たとえば、乳白色ガラス片が眼前者のすぐ上に位置しており、また、 空間的に めーな 限明 光がこの 表面を 買いて送られてくる 場合、上記の限明 炎作が 関係してくる。 ランベル

することによって、ブリント配線仮のような基板の表面は、 割け 2 5 インチ (6 3 · 5 センチメートル) の速度で振むを照明器の下の直線器に 粉って砂敷 5 せながら検査することができる。

光学照明器

水苑町の基本的な資施例のしつは、検査しようとしている加工庁上力にできるかざり均一な照明野を与え、まだら校様の影響を最大限に抑えることのできる照明装品である。

ト面は等しい光学的なパワー将版を等しい立体的なパワー将版を中から表示であり、任意の方向をとになる。加工からの変数は同じ明るさを見ることになる。加工か上に位置する 仮型 既立 なり で の 見ている 見でいる 見でいる 見でいる 見でいる 見でいる かっという で あろうと、この 膜 変 面に となる。 した がって の で の で の と で な め の と で な め の と に な る の と で な め っ と に な る の と で な め っ 世 は 観 彼 は で 見られる 光の 角 彼 の め ー 性 と な ろう・

このような関明器は、乳白色ガラスが対象物の観察を妨げるという風由のためだけで使用できない。 木希別の照明等は短想的なランベルト照明器を有用な程度 まで近づける 実用的 な風明器 である。これはギランベルト周明器と呼ぶことができる。

まだら核様をまったく抑制できないいくつかの 祖面形態がある。これは第3回を考慮することに よって 標解できる。 尋陀 佐 8 の 妄 頭 上 の 点 205は天井虹明に接近し強いほど太平面からか

新爾平1-250847 (11)

なり 切針している。 光線 2 0 1 . 2 0 2 は点 2 0 5 からレンズ 1 i の 現界面まで延びている。 光線 2 0 3 . 2 0 4 は 反射 して 光線 2 0 1 . 2 0 2 となるように 今えた 限別 光線 である。 これらの 光線 は 湾電体 8 の内 8 から 来るものであるか(これは 不可能である)、あるいは、 導電体 表面上の 値の 点からの 反射 した 後に点 2 0 5 に 別遠した ものであるはず である。 表面 料料の 反射 率が 不完全 であるから、 点 2 0 5 のように 剤 狭 厭 別点は 実 引に よって 直接 順明 される 点より も 時く 見えることに なる。

まだら侵様を完全に抑制することが理論的にできないということにもからわらず、本発明当等は、加工作上方の天非照明を均一にすればするほど、より効果的にまだら複様を和助であることを経験的に観察した。まだら複様の額を最適に行なった場合、酷い銅領域を絶縁材と誤論別することによる失敗なしに感覚体バターンにあり得る最小の欠節も見出せるように後差アルゴリズムを調向することができる。

これを行なわなかった場合。たとえば、北方向で 法線から 4 0 強備斜した小さい表面領域は東方向 に関斜した基本表面領域から異なった見掛上の輝 彼を行つことになる。

突破から得た一般法則は、天井のあらゆる部分ができるかぎり最大の程度まで物一に光で満たされていて相面の見掛上のまだら機様を最小限に抑えなければならないということである。

ボランベルト限明には、まだら後様の低減という利点に加えて、 光学校衣システムで選電線の度器を包る能力を改善できるという利点がある。

部2回をお照して、ここでは、透電線の総7が 弱度間に対して、成る角度で類がしている。 のでは の幅が頂面よりも必断で大きくなっている。 という ことには目されたい。 普通の一枚在要件は、 歴史の と ころでゆり合った評価体質のギャップを決定する ことにある。 なぜならば、 底のところで最も依然の をはかからてある。 現 表 野照明は、 普通は、 7 の 表 うな様を始く見せ、 様 7 が 微新用レンズに 男 表 分 取ランベルト 医側 器を用いた 実験で収集した データに 悲いて、 第4回のヒストグラム は何で 限 われた対象物(ブリント 配線板から切り 沿した小 所サンブル)の 都域に対する 脳密域板の 分布と、 絶縁 FR 4 以版が 闘出した 即域に対する 剤の分布 鉄層とを示している。 水 是明 各等は、 限別の 別ロー 数を 武えな がら、 何ピークの 幅を その 平均 別の 関 数として 関変した。 この 関数 は 第5 図 に ブロット してある。

ここで明らかなように、関ロなが安勢の選界まで大きくなるにつれてピークは欲くなる。これらのデータは、郷祖国の見掛上のまだら模様を最小駅に抑えるという頑点から、可能性のある最高の照明網は最を持ち、明ロ数が少なくともり、7NAを超え、野ましくほり、8NAを超えることが望ましいことを示している。

また、第2回、第3回が成る特定の領導即において限明が均一であるように示してある物質励を 派しているが、対象物まわりのあらゆる方向で助 一性を持つことが設ましいことも了好されたい。

光線を反射しないために遊板材料と巡測できなく なる。したがって、遊世体の頂面しか見えないの で頂脳のところで導電体の弱を測定させるという 俄向が明視野照明にはある。プリント経線限上に 日まる新々の縁輪感の多くにとって、四個体験を 見えるようにする光線を与え、海道体の幅および 開照を導電体輪筋の底で設定できるようにすると いう点で準ランベルト簡明の使用が役立つことは 理解できよう。原例器に対する一般的な要件は、 光学的視野における光の強さがTDIセンサの及 さ(Y方面)に扱ってほぼカーであるということ にある。しかしながら、メ方向では、すなわち、 ステージの移動方向(TDIセンサの長融に対し て世角)では均一である必要はない。これはその 力向でのTDIセンサの役分値力による。この役 分位力により、センサの視野を傾切って積分され た金エネルギが視野の企長にわたって均一である かぎり、又方向において光が任意の強度分布を持 **うことができる。これにより、TDIセンサのた** めの限明器は两方の軸線に沿ってほぼ一定の光を

特開平1-250847 (12)

必要とする従来の面位型センサよりも貿易に製作 することができる。この徒分俊力はセンサの浪頭 に積って頭頭を選ぐ盛歩粒子に対する許容度を高 めることにもなる。その影響はTDIセンサに よって磁準に騒分、嫌険される。

a、介放点式等ランベルト原列

たいていの拡放型強明の欠点、特に、雄ランベ ルト型圏明のたいていの結像実行の頭の欠点は光 の焦駄が多いという点にある。

高塩差学的表機械の設計では、システム性能は 利用できる光の風によって樹頂されることが多 い。もし大臣の光を犠牲にして能ランベルト周明 を指なう場合、機械の速度を落して発産な電号外 ノイズの比を旋符する必要があるから知れない。

水苑明の木質的な特益は、少なくとも1つの軸 線に焦点合せ製券を設置し、非個幾個域を照明す るという光の無駄を最小限に抑えながらセンサに よって現象しようとしている限られた領域内で単 タンベルト照明を行なうということにある。

また、権ランベルト展明を制度するように照明

は、最も効果的な原例光学があるとしてそれは 死せられた光のすべてを 1 O 平力インチの面格に 送ることになるが、実際に入手で告るていていの 照明器は10平力インチより大きい面積に光を広 けてしまうことになる。したがって、嗅るなラン ベルト黎照明器の設計で効率を最大にしても、光 製は樹明しようとしている面積に帯しいかあるい はそれよりも小さい寸法としなければならないと 始めてきる。

効率的な御ヲンベルト型懲例器の設計における 花2の質形は、少なくとも1つの熟録に無点会せ 作政を取け、光源から自然に搭載する光線が照明 しようとしている対象物に向って再収収するよう にしなければならないということである。

83の思作は、瞬明悪に恐けられたいかなる然 点合せ変異と非然点会せ返客の組合わせも対象物 上方の天井が1級匹面からばかりでなくあらゆる 角度からほぼカーに見えることを確保できるもの でなければならないということである。この原理 の成る応用例を合焦点準ランベルト型限例器の特 制御用スリットを設けることによってノイズを抑 えるばかりでなく必号を欲めることによって倡号 ・ノイズ比をさらに軽減することができることも 切らかであろう。これは木薙明の第2の利点であ

さらに、後に明らかにするように、低温線形の 校出器アレイと共に作効するように取計した本苑 明の特殊の実施例では連備に長い犯野にわたって 効果的な白編点筋NA殻切を退収である。

太祖明の基本は合思点部ランベルト説明の提供 にあるが、木薙頭の検査システムの有用性を厳強 化するように設計に組み込むべる付加的な設計以 胆もある。次弱明の光学原明器20の設計では、 酸液用レンズは 0 . 0 8 のNAを持ち、強明 NAは約り、9である。

岡湖のように、 然力学第2法別に削って、 照明 光学系は発光数よりも大きい見出上の部度を得る ことはできない。実際誰では、このことは、成る 系で用いられる光訳が10平ガインチ(84. 5平ガセンチメートル)の製面積を持つとすれ

斜の自然ランプについて以下に説明する。

本発明の態明器では、原点合せ同类学要素は前 丹杉の河間であり、これらは1つの平面において のお収束を行なう(鉛88のミラー901. 902、903参照)。 平方な端ミラー 1162. 1103 (据7国) ガランプ・フィラ メシト807a、908a、908a) なおして **政府にかつミサータの1、902、903の折円** 形円筒の磁線に対して直角に設けてあり、これら の始ミラーは楕円分の多重反射を行ない、ランプ は非常に長いサンプと均等となり、プリント配銀 **破ターゲットから 見たときに楕円形の 反射 混とな** る。 したがって、 始ミラー(1102、 1103)と円筒形の焦点合せ用ミラー (901、902、903)の組合わせは対象物 せあらゆる方向において炒ーな天非が見えるとい ラ効果を残する。

収面検査のための合息点準ランベルト直照明器 の設計において、設計原理は加工片から限明光を 茹するフィラメントに戻る光線を追跡することに

特期平1-250847 (13)

ある。システム製作公益を考慮して、このような 光線がすべてフィラメントの占有する領域に均等 に入別し、援回反射によって光度の架る正東沿失 が39%を超えず、許ましくは、10%を超えな いようにしなければならない。

ì

本気のの関切器においては予想もしなかったことであるが、ほぼ線形の光類に対して効率の良ないながないないないないないないないないできる。また、木頂明の機切器が内軸線ることができる。また、木頂明の機切器が内軸線でおいてはほり一次高別人関明を行ない、関明光が影像センサ上に食を対成するのに用いるのの軸線にレンズを過することも子想しなかったことである。これは最適な設計を可能とし、センサ・レンズのコストを低減する。

るものとして示してある。 光線 6 0 5 はガラス線 額 5 版に入射し、 北級 4 料を買いて 無作為に 並敬 し、 被 2 内の一点 で 当射する。 ここ で、この光線は出射点での 基板の見掛上の 9 3 5 6 に 11 般する。 光線 6 0 6 は 被 観察 解域 6 0 2 の外 側の一点で 基板に入射し、 被 11 察 級 域に 独 放 で か 5 出射する。 したがって、 光線 8 0 6 も を 他 観察 和 12 6 0 2 において 2 版の 見掛上の 明る 5 に 質能 する。

b. 信号対ノイズ比を改辞する取り外し自在のス リット

関ロ数が非常に高い限明を行なってブリント配 級 数を検索する場合、 強くべき現象が生じる。 これは高角展照明を用いようとしている場合には党限しなければならない。 この 現象は第8回、 野 9 四に示してある。

光銀604、605、606はシステム内に存在する多くの光線の別として選んである。光線604は専電体603の一名に入射し、この磁電体の形象を収載するように作用する角度で反射す

この同じ低NA照明条件の下で、ガラス組放基 役に入射する光線の大部分は光ポ系から遠げる角 眠で出昇することになる。これらの光線のうちの 無印為なサンブルは、仏教校に、観察され得るよ うな依頼および角膜で出昇することになる。蓝螺 内を移動しているときにすべての光線が多重反射 するために、光の強さは金体的に無作為となり、 基根の金体的な明るさはむしろ均一に見えること になる。鉱散光の少なくとも単分が直嵌の被観賞 仰よりもむしろ符面倒に向って無作為に直過する ために、そして、港平の光線が落板材料から出射 することなく吸収されるために、基根は全体的に 鋼よりも晴く見える。基板の均質性および喰き は、節8箇の条件までは、基板材料に対応すると ストグラム・ビークの状さおよび小さい平均超波 として思われる。 次に照明システムの贈り数が 大きくなると状況がどう変わるかを考期する。最 初から明るかった剱豹様は、延延水平な領域に入 財した利加的な高角環光報が光学系の外に反射す るために、切るさに大きな変化はない。版初から

特別平1-250847 (14)

助かった刻印城は先に設明したように明るさをあめる例向にある。これの正珠の効果は、まだち模様を減らすことであるが、知明故から見たビーク師底のレベルを大きく高めることはない。条件2のヒストグラムについての効果は、癖ピークは狭くなくるが、郵度鉛線上で右にさらに移行することはない。

短明 関ロ数を大きくあめるという正確の効果は、第9回の条件1に示すようにあ仮ピークが到

たとえば、第10回はDepont Riston(TM)215R(市販の海色フォトレジスト付)の遊過スペクトルを取している。 500~575nmの福田に飲金数長を傾映することによって、フォトレジストは吃く見え、朝は 明るく見えるようにすることができる。この場合、網の反射取は500mにおける約60%まで変化する。

光学教育機械がプリント配線板の検査において 最高の直応性を持つためには、次の構成要素が考 ピークに 飲なるという ヒストグラムである。 故言すれば、 悲哀上の 仮も 高い点は 鋼上の 版も 始い 点は 鋼上の 版も 始い 点より も明るく 見えるのである。こうなると、 コンピュータ は網と 遊板 を切破に 込 対すること はできない。 水 発明 者 等 は、 ヒストグラム に おける 網ピークを 歌くしてみたが、かえって 別の非常に 望ましくない 変 使を引き出してしまった。

c. スペクトル選択フィルク村きの白色光製 プリント配縁版のための光学検査機械を設計するにあたっては、センサで数知される光の色を質

2516.

(a)、 絶々の材料の放在を破迹化するために 後々のフィルタの選択を行なえるようにした互換性のある色フィルタ(第日図の915)。

(b) . 広いスペクトル調四、たとえば、 500~700nmにわたってかなりのエネルギ を利用できる光弧。

(c)、光瀬の全有効メベクトル資域にわたって 応各性を持つ影響センサ。

(d)、機械が続い労政のフィルタ(たとえば、 TDIセンサ)、物理的な寸法が未延明のフォト センサで収賞される前城の寸法と同じである光器 および合版点光照明器の使用に伴なう信号レベル の衝象にもかかわらず高速で選転できるように信 等対ノイズ比を改着した確別価強手段。

これらの特徴は互いに退倒して500~578mmの放射級のみをセンサに到近させるようにすえ付けたフィルタを用いている場合でも100Mp;xel/特での頭作を可能とするに変分に充分なものである。

特別乎1-250847 (15)

フィルタ付きの光器を設けることは新見ではな い、たと文は、OptrotechVision 105は互換性のあるフィルタを顧えている。し かしながら、これを水丸明の機械と比較した場 合、Optrotechは高効率ナトリウム・ アーク・ラングを用いて充分な光を与え、機械を 10Mpixel/sで行動させ続ける必要があ る。このランプは約550nmより低い改長箱間: では突貫的な放射線を与えることはない。水뤒明 では、もっと効率の低い、500mmまでの利用 - エネルギ匠しかをえられないランプ (タングステ ン・ハログン)を用いることができる。これは、 木丸切では、光の使用効率を高める上記稿々の技 **術を利用しているからである。新菜芝はフィルタ** 付きの広告状光器と熱部均数削機成果者とを組合 わせて高速検査のために上記のような光度を使用 できるようにしたことにある。 64列TD1セ ンサを用いて過ずのセンサの64倍の効率を得る ということがタングステン・ハロゲン・ラング (36 図の907、908、909)の使用を可

4、 多頭線形タングステン・フィラメント・ラン

能とするのである。

ランプ 9 0 9 のタングステンは楕円ミラー9 0 2 の第 1 無点にあり、銀形照明領域 9 1 2 は同じ楕円ミラーの第 2 無点に位置する。したがって、楕円形の周知の結故特性により、タングステ

ン 9 0 9 から出てミラー 9 0 2 に入別する光は領域 9 1 2 に 留って 限状に 合然点する。 ミラー 9 0 1 によるタングステン 9 1 0 の始級と まったく 阿じである。 同様に、 タングステン 9 0 7 は 上方の 指門 ミラー 9 0 3 の第 1 無点に 位置し、 領域 9 1 2 ほごームスブリッタ 9 0 4 から反射されて ミラー 9 0 3 の第 2 無点に 位置する。

この光学的では任意のほぼ祭母の光数を使用できる。その一緒として、 心管アーク・ガス放電ラングがある。

校在们地9 1 2 はピームスブリック 9 0 4 を造してレンズ 9 0 6 で関策される。このレンズの政能はフォトセンサ (図示せず) 上に センサ・レンズ系 9 0 6 を介して前域 9 1 2 の像を形成することにある。 効率を最良のものとするためには、 センサは後述するような T D 1 式のものとなる。 上はしたように、 スリット 創立体 9 1 0 が 限けてるって、 網とガラス職員材とのコントラストを受得する。 類とガラス職員材とのコントラストを受得する。類々ラー 1 1 0 2 . 1 1 0 8 (原 7 図の

限期図に示す)がランプ・タングステンが短限途にあるかのように見せるべく改忍してある。これのの 偽 ミ ラーの ために、 端 こ ラーから 領 波 リー 2 まで 1 回以上の反射が行なわれてスキュー 光線 (部 7 回に光線 1 1 0 1 として示す) が 被促 質領域 8 1 2 に入射する。

個ミラー1102.1103が存在では、 より、水原可器は5000円のでは、 の角な平面は500円のでは、 の角な平面があることででは、 でもは500円のでは、 ののは500円のでは、 のののでは500円のでは、 のののでは500円のでは、 のののでは500円のでは、 のののでは500円のでは、 ののでは500円のでは、 ののでは500円のでは、 ののでは500円のでは、 ののでは500円のでは、 ののでは500円のでは、 ののでは500円のでは500円のでは、 ののでは500円のでは500円のでは、 のででは500円のでは500円のでは、 のででは500円ので500円ので5

特開平1-250847 (16)

ミラーから被照際の成までの途中でランプ回いた通過するように反射させられる先級 9 1 6 () ボート 1 1 図)のような限明光独はこのランプ団いによって焼分そらされることがあり、その強さはガラス/空気選挙毎に部分的に反射するために乗分徴少することになる。したがって、本発明のこの好ましい変虚倒の特徴は、ランブ・タングステン

また、単純合類点原明器および鉄形光原を天彩が次のような2つの部分、すなわち、ミラーが完全に反射を行なう外側天井部分と、少なくとも1つの部分透過対象物(たとえば、ビームメブリッタ904)を照明器を通して観察用レンズで観察するのに必要とする内側天井部分とに分割するように配置することも本折的であると考えられる。

が復界照明角の。に近いり位角に位置するということにある。したがって、ガラス周のの電光作形、強度減少市川が優界角度光線に集中する。経験によれば、これらの光線は推面の見損上のまだら彼慢を減らすという点では近線人射に近い状態で対象物に入りする光線に比べて重要底は少ない。

的円ミラーの合然点が用により、この照明密は 合態点が用を行なわない限明器よりもかなり 海ボ が良い。不完全なミラーなよびビームスブリック の反射率によって生じる研究や非陰線ランブ・タ ングステンによる限明の不完全を 考えなけい は、仮型限察司の経験する明るさはその上方の天 作会体が3100Kを翻えることもある色温度の 日島タングステンで満たされている場合と何じて

3 つの単語台語点ミラーおよび1 つのビームスプリッタをほぼ線形の光数およびこれらの光数を低限途にあるかのように見せる端ミラーと組合わせた配置は並新的であると考えられる。

成る種の関連で作用である木売町の設計の1つの変更例として、実非で水面の引急野部分と暗型野部分とに分けてしまう配置がある。これを(毎12図)を行なったは、ビームスブリック804をレンズ806、上方に置き、このレンズを辿して明視野際側を失る。ミラー801、、902、が中間で的ほり、の哺放円砂部域の2、が中間で的ほり、の開放円砂部域の5行なう。

ビームスブリッタ904がセンサ・レンズ 906の下ガにある第6回の光学配離の1つの利息は、レンズからセンサに速光を反射させるほ会がまったくないということにある。高速検査施証で非常に高い限明レベルが用いられるために、このような速光の抑制は生質である。

既 明 殿 の 反射面 が 被 長 彼 む性 を 持つ と 思 ま しい。 各 タングステン・ランブ・タングステンは 主 として 町 視波 長 む よび 添外 彼 長の 広 篠 明 の 彼 長 を を す る が 、 皮 る 選 ば れた スペクト ル 値 分 、 普 通

特間平1-250847 (17)

は、500~700nm説明のスペクトルのみが お用である。他の彼及は反射させられて被観数領 成912上に合統点した場合、ブリント配線数を 加急するという箆ましくない結果を招く。

あさに設置してあって、無駄なエネルギ・ビーム がレンズ・ハウジングに入解しないということに ある。ビーム920が入別すると、ハウジング内 ほをはねまわって形像に速光生成物を生じさせが ちとなる。

倒斜したガラス根では、顧別角を採らすにつれ

お別窓気流に伝えなければならない無駄なエネルで量を最小限に抑えるために、ランブの管状図いた絶縁コーティングを設け、原望の可視波を透過させ、逆ましくない良い数及の放射線の少なくとも一部をタングステンに反射させるように取計すると思ましい。このようなランプは、たとえば、登録両様「Wataniser」の下にCeneral Electron

ランプ関いを聞んで補助チューブを設け、この 和助チューブに赤外線反射コーティングを設ける のも望ましい。この方法では、低コスト被変態し ランプを使用できるという利点がある。比較的高 個なランプ・コーティングが補助チューブにある ために関期的な交換が不変となる。

ビームスプリック904が認分的に適適性となっているためで、無駄なエキルギのビームはビームスグリックを通過する。第6回の光線920はこのビームの最上方光線である。殴計上の重要な物様は、センサ・レンズ908が充分な

て収去は小さくなる。したがって、他の放射条件と矛盾しないがぎりできるだけ角度を小さくするとよいことがわかった。これは約20°の傾射の避定に適じる。

たと人がラス板がまったく切がしていない場合でも、成る程度の球面収益は残るが、これはレンズののもを透明に設計することによって特定できるので重要な国別ではない、がラス板を傾斜させるようとから出しる非点収益はレンズ変器による部分のな物正は可能であるかも知れないが、高値となる)。したがって、このような卵科は嫌小裂に肉えなければならない。

検にさらに説明するように、肥明器を通して冷却突然を読し、ランプの発生した所を迅び主り、 観察光路におけるシュリーレン現象を抑えることは望ましいことである。 20905は空気液を閉じこめ、レンズ906で検査領域912を観察させながらビームスプリッタ904に強決が侵入するのを助ぐのに改立つ。

特別平1-250847 (18)

取15a図および卸15b図は本発明のスリット組立体910を一件空気動気と共に示している。スリット922はスリット組立体の全長明かたって延びでおり、スリット組立体WO無明を20の下にすえ付けたとき、ランプ90のテングステンに対して平行な光学視野はは回じ長をとなる。スリット組立体810ははリット922に対して平行に空気旋結924も領域しており、この空気旋能は60psi(4.2kg/cm²)空気供給数(図示せず)に扱統

向付け川バッツルおよび排気ダクト1304を包 作する。

羽棋 1 4 0 7、 1 4 0 8 は光路を通って空気を 下方に切くように作用する。これらの羽根は対象 物から銀貨用レンズ908までの最外方光線のす ぐ外側にそれに平行に位置している。ここで、羽 根が前円形ミラー901、802のやや下に突出 していることに注目されたい。照明された線上に いる風灰者は、羽退し407、1408の平面が 祝野の中央で出路する現場に沿って位置するの で、これらの羽根の最しか乱えないことになる。 このことは羽根の存在によって暗くなる天弁の部 分を最小限にする。これらの羽根によって導かれ た空気就は光路から熱い截流の空気を拡減して限 数用光学系の経路に沿った為勾配を最小にし、し たがって、シュリーレン現象を抑えるように作用 する。(シュリーレン現象というのは、光が通る 盗気の原貨事の為による変動による光線の屈折の ことである。)

ね却システムの設計上の1つの特徴は、空気後

していてスリット組立体で正正の空気体を供給する。スリット組立体910の展面を貫いて通びかつ窓気放路924の1つに技統して遅促間間の空気出口オリフィス926の寸法、関係、数年よび空気振路924に供給される空気圧力に応じて、スリット組立体910は被決を両911とスリット組立体のほこのにならば、被検空面911とスリット組立体910の関係ははに一定に関まる。

第13個およびか14回は限明器20から熱およびかよりーレン現象を除くための政当な空気のないる。 無型のな 原明器20は3年ロワットのオーダーの熱を発散するのでき、この場合、 接出空気の望ましく 00 を発生するのに約300 の空気でをかり、4m²/分)の空気ででかりとする。 空気 液 や却システム 22はプロリル 1301、空気フィルク 1302、入口空気がカナー303、1407、1408のような流れ力

説が充分に気密性を優たれて機械内部に吸かい完 気がほとんど放出されないということにある。 暖 気は機械の外に奪かれ、動物免学者の性能に影響 を学えることはない。

特限平1-250847 (19)

第13回、第14回に示すダクト・バターンは シュリーレン現象抑制要作に合わせながらこのラ ンプ温度要件に合わせて経験で開発したものであ る。

ランプ 祖底 要件を 強たす別の配盤としては、 ランプ 四い を 補助 ガラスチューブ、 たとえば、 上 流 した 声外線 反射 用 補助チューブで 取り 間 むこと が ある。 この チェーブの 存在で、 ランプ 捌い を 直 彼 の 空気 説の 債 変 か ら 保 銭 し 、 し た が っ て 、 ランプ 閉い の 温 度 を 下 げること なく 空気 洗 速 渡 を か なり あくずる ことが できる

この 原連を利用する光学校査装置は公知である。 Lincoln Laser Corporation が励起放射線をヘリウム・カドミウム・レーザーからの 定在442 nmビームによって与えられる徴光ペースのブリント配線板検査機械を販売している。この機能はFreak B. Blitchington & David B. Baught に1985年12月5日に角行された米国的許算4、556、903号に記載されている。

レーザーを使用して世先体を励起することには、 均然手段として非干地性限明を使用できる場合には克服できるようないくつかの欠点がある。 非干渉性限明の利点は次の強りである。

(a)、非平等性光感は、特に送られた光のワットあたりのコストを装饰に比較した場合、レーザー光数よりも安価である。

(b) 、 非干渉性限明および固体検出器アレイに 悲く結体システムはレーザー・スキャナで替題に 使用されている回転多面ミザーのような可勢部送 とすべての光額との組合わせが不正確であるため にレーザー・スキャナよりも位置特度を高くする 定値に選するようにすることがある。

0. 非干涉他们光照明都

これは本務明の前2虫旋列である。

上記の設明の中心は台級点歌ランベルト思明を 可いて光学的に検達しようとしている祖歯材料上 の表面まだら検接を抑制することにあった。この 自的を達成する別の方法としては、短波長放射 様、たとえば、400~5000mの韓国にある 放射線でプリント配線展を照明し、短波長放射線 で励起された針準体から生じたより長い被長の放 射線を限度するということがある。

多くのタイプのプリント連線板基宏材料は成る 電底空で銀光を発するが、海和な金属準電体面面 そんなことはないので、そうした場合、海地体が 思く見え、基度材料が明るく見える高コントのスト はを得ることができる。軽配体が その表面のまだら機様は見えない。或る場合に は、基板に単光染料を加えることによって基礎の 強光機生効率をかなり物大させ、倍号対ノイズ比 を改みするのが実際的である。

ようにより経済的に作ることができる。

(c)・非不妙性幾例器ではレーザー戀別器より も彼長節遺性を得るのが容易である。これは、程 々の材料が種々の効態被長に獲切に完善すること ができるために切ましい。

特開平1-250847 (20)

飲光性プリント建築板飲益に準干渉性應明を応 川するときの四難では、 高速検査に利用できる光 が少なすぎるように思えるということであった。 レーザーベースのシステムはレーザーの比較的質 、い光出力(約10mw)のすべてを1つの非常に 小さいスポット(直径1ミルの数分の1年との小 ささ)に扱中をせることができ、このスポットか **ら売する世光の大部分を大明ロ級出露光学系に収** 束させることができるという利点を持つ、商圧垣 アーク・ランプ(密島に入手可能な最大難段の非 干鉢性光額)からの光は、質用として、アークの 表面技よりも小さい面積に扱中することができず (実際、変用システムではアーク面よりもかなり 大きな前肢のところに光を濁ゆさせることができ るだけである)、また、世光を襲める結像レンズ の朗ロは世光放射線の1%またはそれ以下をセン サ・アレイに送れるほど売分に小さくしなければ ならないのが普通である。

本景願人等は、非干益性強光システムの特在的な利点が1グループの効率強化数数のうちの1つ

深級形の観察句底について使用するようになっている食中 照明システムを包含し、また、これはTDJセンサを包含していてもよい。第16a間は中間機匹配であり、第16b間は照明店の料象図である。

またそれ以上の数型と非干値を選出面を組合わせることによって返還できることを見出したのであ す

別の効率強化手段としては、上流したような集中原明システムがある。

数16 a 図、第16 b 図は木発明によるが光照明器の部1実施例を示している。この実施的はほ

1504は円形円荷形の断面に近くてもよい。回線に、 ミラー 1506は光ファイバー 返1502の出射端と線1501に焦点を持つ楕円円筒形の断面となっており、このミラーも最適符門に近い円形円間形の断面であってもよい。

レンズ1508は観察用レンズであり、これはセンサ(図示せず)上に該1801の重洗作を分然点する。このセンサは普通の関係組形ダイオード・アレイ式センサであってもよいし、TDIセンサであってもよい。

フィルタ1512はレンズ1506に直接出版から版刊し得る光観1611からの短辺長光を間比するが、建版の世光材からの生じた可観光を間比するが、建版の世光材からの生じた可観光に、光ファイバー攻1502、1603はその全異にわたって、野野されており、その入射端1509、1510は近四形となっては、高圧にれば短波及光振から使めた光(たと大ば、高圧が出アークからの365nm放射線)で効率及くファイバーの入射端を照明するのに便利である。

預期平1-250847 (21)

円形の光スポットを生じさせるに効率の良い限例 器を構成することについての幹値は周知のことで あるから、システムのこの部分は詳しくは図示し ておらず、ブロックト511としてのみ不してある。

このシステムの設計では、光ファイバーでの記計では、光ファイバケの認計では、光ファイバケのの部分が検出器上に結像されることになってをでるでは、近になられることが必要である。この目的をできるのでは、からないとができない。 は、1501に向って取りにはたがでは、後に501に向って取りまってするとのでは、後に501に向って取りまるのができる。光ファイバーを出たたので、このの形成の取りにはに等しくなるので、この4、インの大型のではになりのは、1501に通ってである。

部16a図および第16b図の登光照明器の設

J 5 0 5 の角度範囲についての契仲を意味することになる。 これらの円弧が充分に及ければ、 光ファイバー度 1 5 0 2、 1 5 0 3 の出射高さについて削級があっても、 光数 1 5 1 1 で迷り出される 光のほとんどすべてが倒域 1 5 0 1 に送られ得る。

 計における302 変体は、被照明線1501の幅が 検出器で限算をれる前域よりもかなり大きいとい うことである。列文、これは、光ファイバー変 1502、1503の出財場の高さを開始 し501の相よりもかなり小さくすることを必要 とする。きらに、これは光ファイバー架の追別端 1509、1510の直径に削脱があることを意味する。

ここで、効率良く設計した光数は被無例領域の 面長と収束照明ビームの側口数の二乗の核である。 成る種の特徴を持つことは周知である。ファイ パー・アーク・ランブ照明器からの光をすべて便 めようとする場合、設計者は小きいNAで大きな ファイバー東を照明するも自由であるが、確積と NAの回力を膝手に避ぶことはできない。 1501の幅が被照明顕複の仕稿を決めるので、 ファイバー東に入針する光のNAは決っている。 光はファイバー東で出たときと同じ角度で発散することになるので、これがモラー円壁1504。

夫、それを必要な値線1501に向けることにあ る。

本見明の世光照明器の第2変態例が終17回に 最前的に示してある。この実施例はほぼ線形のに 成1601の効率の良い照明を行なうようにも なっている。これは、空として、円筒形レンズ 1604をモラー1504、1805の代りに対 いたという最で第18回のシステムと異なる。 は渡1502、1503のそれと四様に固示した が底値の平面で超いが、被照明領域1801の足 さにほぼがしい返角方向において或る幅となって いる川 射 野 歌 を 有 する 単一の ファイバー 東 1602によって返数長光額(図示せず)からシステムに送られる。

ビームスプリッタ1612は二色性であり、すなわち、気光体を励起するのに用いられる退散果ではほ100%反射部となり、配及しようとしている役光のより長い酸長でほぼ100%の透過性となるように政計してある。 レ ン ズ 1606 は成るセンサ (図示しないが、 T D I モ

特別平1-250847 (22)

ンサでもよい)上に銀成1601の家を形成する.

望ましい 整合を 得る ため の 要作 は ミラー 1504.1505の寸法に登響すると同じ方法 でレンズ 1604の寸法に影響する。

第16a図および第16b図におけると同じ型 山のために締ミラー (図示せず)が第17図のシ ステムに設けてある。

フィルタ915は可以光フィルタであり、 位光 は通すが、フィルタ913、914を通ってまた 短波反光は揺る。

この照明器が終チンベルト可担光モードで作動 しているときには、フィルタ913、914は除かれるかあるいは可収光フィルタと交換され、 ビームスブリッタ904が 師入され、ランブ 907はオンとされる。

この限明器によれば、単一の基板を可視を一ド、排光モードで順次に設在できる。それ故、このシステムでは、各モードで測個の組の欠陥を見付けだすことができる。各組の欠陥は或る割合の「偽」欠陥 (システムでは但奏されるが、現実には存在しない欠陥)を含んでいる。

たとえば、可視を一ドでは、「偽」欠略は御内の緩いすりがや剣上の嘘色酸化物パッチから生じる可能性があり、これらの欠略は共に或る線における緩斯関係と考えることができる。同様に、優光モードでは、或る線を領切って色置する1つの海が蛍光を発し、機械が破断個所として示すのか

1. 組合わせ創切器

第6図に示す限可器は位光モードあるいは可視 モードのいずれでも作動するように改造すること ができる。これは第176図に示すように行なわれる。この他可器のすべての提成要素の位置およ び作用は56図に示す可視光照可器にほとんど同 じてある。違っているのは次の点だけである。

すなわら、22 物式白鳥ランプ 9 0 8 、 9 0 9 が 水冷 式 水 銀 毛 作 ア ー ク ・ ラ ン ブ 1 6 0 1 、 1 6 0 2 に 取り 移えられており、 また、 取り 外 し 日 在 の フィ ル タ 5 1 3 、 9 1 4 が 加 え られ て い る。 さらに、 ビ ー ム スプリッタ 9 0 4 も 取り 外 し 日 在 と なって い る。

フィルタ 9 1 3 、 9 1 4 は ランブ i 6 0 1 .
1 6 0 2 から 可 税 光 を 認 る よ う に 神 入 し て あ り .
知 政 反 光 (5 0 0 n m 不 摘) の み を 基 収 に 入 所 さ
せ る よ う に な っ て い る 。 こ の 歴 男 整 が 歯 光 モ ー ド
で 作 動 し て い る と き 、 ラ ン ブ 9 0 7 は オ フ と な っ
て お り . フィ ル タ 9 1 3 、 9 1 4 、 9 1 5 は 所 定

も知れない。

可能、避光网络像プロセスの性質が非常に異なっているために、各検表で生じた「偽」欠陥はほとんど変わることのない単にある。 したがって、これちる種類の検査の結果が可力の検査で同時に発見されないかぎり欠陥として認めないという論理的な細結として、「偽」欠陥のより大きな認分が除かれ、夏寅の欠陥をほぼすべて残すことになる。

g. 磁色酸化物

この場合、剱はほとんど反射を行なわず、酸化型が中期している偶角的に明るいスポットを除いて晴く見える。実際に、 高級 (代数的には、 アネー4)は酸化物で置われた剤よりは明るく覧 える。

特閒平1-250847 (23)

この変形例では、盆根を酸化物よりも切るく見 せるというこの政内はFR-4基級が級よりも明 るく見える高コントラスト衆を生じさせるのに利 川される。 再び那9図を参照して、高NA原兜 をスリット 想しで用いて非常に明るい F R - 4を 得ることができることがわかる。 苺 N A 順明の追 知は敵化物を多少とも明るくすることはなく、高 コントラストなが生じ、FR-4は黒色酸化物よ りも明るい。銅上の餌発的な明るい点(酸化物不 在)からのスペクトル反射を避けるために、上方 ランプ 9 0 7 はオフとされ、ビームスブリッタ 904は引き出される。ピームスブリックの除虫 は残りのるつのランブからの光の栄光結果に2の 因数を加えることになる。 したがって、倒上の 酸化物を放逐するのに用いられる原明器構成は、 スリット8108よびビームスブリッタ904が 取り始かれていることを除いて第6回に示すもの と同じである。

b. 光学花全体

第18間において、検査しようとしている表配

面の上力に一体の空気能覚上に呼上し、直直方向 へのみ移動する。

スリット910と光学要素取付収806の間に LVDTセンサが設置してあり、これらの協定要 次の和対位因を検知するようになっている。 LVDTからの値号は光学要素取付収806を動 かして光学要素の合焦点を行なわせる合無点サー ボマ用いられる。

照明器 2 0 もスリット および光学 現實取 付 後 を 取り付けて あ回じ 固定面に 取り付けてある。 この 取り付け は ヒンジ 支持体 8 1 0 で行なわれる。 照明 額は 重直 方向に 参助して 種々の配線 板の 厚 を ご合わせて 御節できる。 しかしながら、 その 焦点環 健 は 預 タ の パッチ 数 の ブリント 配 級 根 を 検 差 する 間 服 明 俗 を 恒 定 状 虚 に 留 める に 恋分 な も の で ある。

第18図の底からかまって、ここには上方板に2つの観査度905を有する二級長の展明器20が示してある。残款空905の上方にそれと 並合してセンサ・レンズ906、906′があ 上の2つの平行な経路を検査する構成と共に、光 学系の主要要素明の空間関係が示してある。音楽 老には明らかなように、この構成は閉鎖に応じて 一般に多くの平行な疑路を放査するように拡張す ることができる。照明器20についての扱うの従 羽を頂じて、腹略化のために検査しようとしてい る表面上の検査機路はただしつとして説明する。 第18回において、ここには、光学要素取分段 808が示してあり、これにはこの間に示すすべ ての過速要素が独着してあるが、ただし、スリッ 下加立作910と風明器20は除く。光学更楽取 付版800以、顺次、平行四边影摄み支持体 807、808によって固定した比較的振動のな い面(図示せず)に取り付けてある。これは光学 要素を合焦点のために適直(2)方向にしか動け ないように拘束する。同様に、スリット超立体 9 1 0 は殿明器 2 0 の下方で可擔任支持 4 810によって回じ固定した比較的複動のない面

(既示せず) に取り付けてある。このスリット値

かれは何から助うして取り付けてあって、 独給在

特間平1-250847 (24)

TDIセンサ

時間登録分型(TDI)をシササもとなり、 では、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないないが、では、ないのでは、ないでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないでは、ないのではないでは、ないでは、ないでは、ないでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ない

TDIは、上述したようにクロック電圧を周回させることによってフォトレジスト間で電響パケットを伝達するとき、フォトレジストがなお感度を保ち、新しいフォトレジストに入った光子が電子を生じさせ、これらの電子がその時にフォト

センサの出力速度を高い 無光率に 転対する 決 溶 に 保 つ べく、 多段 出力 タップ を 用いている。 これは 各 タップ 低 に 出力 データ 事 が 高 価 に なる の を む ぐ。 府 途 に 全 わ せ て 出 朝 人 等 が 選 ん だ 魂 る 仰 の を で い (セ ン サ は が 1 8 図 に 京 す よ う に 1 6 例 の 遅 だ ス フ ト か ら な ら な る 。 一 居 却 し く ぎ え ば 、 る 定 し た T D J セ ン サ は T D I ディ メ ン シ に を 4 列 、 降 2 0 図 に 示 す よ う に 時 間 湿 透 漬 か く T D I) モード で 虹 伝 す る M U X ディ メ ン ェ ン に 2 0 4 8 行 の 6 4 × 2 0 4 8 C C D 降 像 セ ン サ で あ る 。

作物にあたって、行はアレイの頃、底で引く焼くシフト・レジスクに対して上でにシフトする。ここで、「上」、「下」なる意味はTDiディメンションにおける1つの列の平行シフトを含っている。 連続したシフト・レジスタはi28個の溶子のに1つずつ18のタップを有する。 毎19個のチップ両値を見て、頂色のシフト・レジスタは右にシアトレ、底部のシフト・レジスタは右にシア

レジストに位置していた電荷パケットにかわる。
T D J において、電容パケットは影像がアレイを 扱切って移動する連線と同じ電貨でアレイを提 切って動かされ、その結果、現る物定の影像がア レイを概切って移動するにつれて、その影像で生 じした電荷が同じ電荷パケットに加わる。実際 アレイはT D 「ディメンションにおける 配案の 数 に等しい個数分だけ大きい需出時間を持つライン ・センサと同様に作用する。

級明を焼ける前に、いくつかの定職が必要である。「時」ライン、「男」ラインというのは2つの限別レベル、すなわら、「男」レベルしと「時」レベルロの見ぬから定義したものである。 大きな面積をレベルして均一に照別したとき、各

特爾平1-250847 (26)

何名の忘答性はRLである。大きな回枝をレベル Dで効ーに関射したときは、各画数の応答性は R D である。 8 つのケースのむ々について、 一木 のラインをレベルし、 D の空間 パターンとして覚 強し、頭張の応答性をRL、RDによって特定す る。第21a~21 j 図は選定したTDIセンサ の変調化様をグラフで示している。これら各図に おいて、植々の入力照明パターンに対する TDiセンサの応答性が示してある。変調仕様を 契約するために、単一の藍巌帽ラインを中央の列 または行に結像したとき、先に定職したように (第2) c図の式)の変調は60%より大きくな ければならない。列頭または行時の境界に結像し たときには、狡洞は40%より大きくなければな **らない。同様に、節22回は遊定TDIセンサの** 最適許存QE(量子効率)を示すグラフである。

数23回は終1回のセンサ・ブロック24に相 出する、TDIセンサ20Bを合む撮影電子機器 のプロック図である。投帯電子経路には、二次処 投海200が台生れている。これは、特に、快道

するようにTDIセンサのセグメント何にグロー パル・ゲインおよびオフセットとダイナミック・ ゲインおよびオフセット・ステージに入力何号を 与える4つのデータ・ワード(Decos、 Decos、 Dorner, Davas) を発生するものである。また、 **位 創 袋 止 ル ー ブ 2 0 2 、 タ イ ミ ン グ 発 生 器** 204、TDIセンサ208白合まれている。 TDトセンサ206のもセグメント何に、 倒頭の 間度の出力回路が設けてあり、その15個のうち の1つだけがこの図に示してある。温彫電子機器 のこれら各部分は2因数乗算器208と、サンブ リング・スイッチ210、212と、 コンデンサ 248. 2482. バッファ214. 216. 2 2 0 、 2 4 2 と 、 加 採 粉 2 1 8 、 2 2 2 、 2 2 8 と、乗算器2 2 4、 2 2 6 と、 D A C 2 3 0~2362, RAM236, 2402. フラッ シュA/D発換器244とを包含する。 センサ206は上述したように16個のセグメ

ントを有し、これらのセグメントの各々から異 なった出力信号が発生する。この図では、これら

の出力はなのうちの1つだけを処理するための頃 既が示してある。センサ出力信号処理回路が同じ だからである。センサ出力競号はまず2箭乗算器 208に送られて増幅され、増幅された信号は 2つのサンプル・ホールド回路に送られる。 上方 のサンプル・ホールド経路(要素210、 2 1 4 2 4 8 〉は開業機に付与をサンプリング し、孤集間で生じるクロック、リセットノイズを 鉢く。下力のサンブル・ホールド経路(要策 212, 218, 246) はセンサ・タップから 出力した名グループの128份の顔岩周のライン 44 行時間中に生じる暗 苔幣 レベルをサンプリング する。これら2つの信号の並が次に作助環構器 (質素218、220)によって生じ、センサの 断出力レベルにおける為変化あるいは他の変化に よるオフセット・エラーがほとんどないビデオ値 号となる。この益信号は次にパッファ 2 2 0 に よって複数され、加算器222、228のカス ケードに送られる。これら加倉器間には乗算器 221、226も設練してある。これらの要素 H. DAC230~2368& CRAM238. 240と一緒に、鮫正回路を構成する。この回路 **磁分の機能は不均一な態謝またはセンサの不均一** な速度による強内の異常を除虫することにあり、 加賀舞228の出力器に正常化した信号を与える ことにある。正常か信号内の変効は検査薬量に よって配容しようとしている対象物の変数のみで なければならない。

校正的はは存在する可能性のあるグローバル・ ゲイン、ダイナミック・ゲイン、オフセットを勧 近する。グローバル・ゲイン、オフセット信号は d c 信号であり、これらの信号は賠償器に非常に 火色な髪化を与えて検査装置が検査しようとして いる広雄関にわたる対象物に順応する。たとえ は、種々タイプのプリント配線板は倒と遮板の隙 またはフォトレジストと佐坂の間に非常に異なる コントラストを有する。したがって、広範疇にわ たって増収器のゲインを変えて遺跡する可能性の あるいかなる対象物も検査できるようにする必要 がある。DAC230、232への入力付与は、

新開平1-250847 (26)

ダイナミック・ゲイン・オフセット回路は両海 毎の領圧を行なう。この回路の略原はグローバル 組正ブロックに比べてかなり削取されている。こ の回路はゲインあるいはオフセットでよ20%変 化まで心圧できるが、すべての函案を変えなけれ ばならないので非常な高速で作動する。これは限 明の不効一性またはセンサ206の応さ性を心圧 する回路である。 被正方法はXYステージ12上

に位置する。「思」紙幣面および「白」基準面の 形数について行なわれる。理想的には、基準影像 は完全に対しになっていなければならないが、不 切っ姓のためにそうはならない。ホスト・コン ピュータはこれらの応答性があるものを監視して おり、先に遊べた「D」信号が発生し、 RAM 2 3 8、 2 4 0 に送られた場合には適切な 祖往師を処理器200にダウンコードし、 必顧者 をそれらが持つべきである公称倒に頑正する。 バッファ220からの信号はそこからグローバル ・オフセットを引き、グローバル・ゲイン道面値 で刮り、ダイナミック・ゲイン補近値を掛けるこ とによって和正され、さらにそれにグイナミック ・オフセットが加算される。加算罪228からの 松下沿みの名のほかにバッファ242に送られ、 次いでフラッシュA/D変換器244に送られ る。水願で利用している校正回路の変換機能は次 の辿りである。

```
G.L. + 44.74 - G.160Dovos

+ (19.20 × 10°(801.7 × 10°°+1.578×

10°*Dovo»)

(V<sub>1H</sub>-2.552× 10°°Dobos)/Dobos)

( 1 j
```

さこで、

G. L. = A / D 変換器からのグレイレベル (小数) O - € S

D pros m ダイナミック・オフセット補正値(小数) 0 - 2 2 5

Dovon = ダイナミック・ゲイン 初正前 (小数) G - 2 2 5

DoLos = グローバル・オフセット 梅正姐 (小 数) O - 2 2 5

Deten = グローバル・ゲイン領正領(小数)

v_{1n}=サンプル・ホールド回路のアナログ出力 (ボルト)

TDIセンサ206のおセグメントはタイミング 発生 20 2 0 4 を終て 位 枢 錠 止 ループ 四 B 2 0 2 によって調剤される。TDIセンサの必要

とする出力語号は第24国のタイミング図に示し てある。海次的には、3種類のクロック信号があ S. TDI方向に他们をシフトするのほ位相 「C」クロックであり、結解後にアレイから信号 をシフトする出力シフト・レジスタを駆倒するの が位削FAJ、「B」クロックである。位称 「A」、「B」クロックのうちの一方のみが任意 **汚事の時間に指動している。 段組『C』クロック** は近24回に示すように立いに関係する自由動作 クロックである。信仰がアレイのTDI方向(ア レイの感光部分)へシフトされると、それは2つ のジフト・レツスタ、「A」または「B」のレジ スタのうちの一力へ伝えられ、そこから本発明の 激計である15何のタップの各々に伝えられる。 位相「A」、「8」クロックは出力能荷を電圧変 改調に記えるクロックである。位相「A」クロッ クまたは位別(3」クロックは4位船クロックで あり、各目与は允行クロックから購入80°分割 ずれしており、したがって、TDIセンサは4位 相談取と言える。

特節平1-250847 (27)

アレイから電荷をシフトする位和「A」または 「B」クロックに加えて、リセット・ゲート・ク ロックも設けてあり、これはそれぞれ「A」。 「B」レジスタのための位相「RGA」または 「RGB」信号として示される。これらのクロッ クは避済間のセンサ・チップ上の出力増報器を既 知レベルにリセットする本質的に自由に作動する クロックである。佐相校止ループ・ブロック 202におけるエンコーダ語等を監視することに よって、XYステージ12がX方向へ移動する方 向が決定され、したがって、センサ208内の € A j 、 「 B 」 レジスタのうちの適切なものを選 ぶことになる。「A亅、「B」レジスタはアレイ の長衛の河側に配置してある。影像は信号電荷が 微切って移動しつつある力向と間 掴してアレイを 説切って移動する。何を在方向に頑恥するために は、両方向において電荷をシフトする必要があ り、したがって、出力レジスタはアレイの再側に あり、そのうちの一方のみが任意の時刻に簡繁し ている必要がある。こうして、然根が走査されつ

く、他方の組には返弧がある。本発明の急回した タイミング発生間204はカウンタからの出力母 号を後号し、第24回に示すタイミング信号を超 生するPROMを駆動する二歳カウンタによって 構成されている。括葉内の数字はタイミング図に おける 各時間増分に対応する カウンタ出力 であ る、括張のない数字はそのサイクルにおける各タ イミング状態に対する急 数的な状態 割当である。

◆ s = . ・ ◆ s = 6 号はサンブル・ホールド回路を駆動し、 Y , n 。 は入力バッファに行って結電コンビュータの外から入ってくるデータと回覧させる。

位相鍵化ループ202への入力信号は第28個に示してある。これらの信号はXYステージし2の速度の関数である双位相攻銃エンコーダ信号と振那エンコーダ38(第1回)からの出力信号である。位相変止ループ202は軽々のステージ速度および耐害サイズに対してプログラムを配置とができる。去【は本出順人が用いている各個ボサイズと定在(ステージ)速度の組合わせに対

つある方向は役相談止ループ202で復号されつ つあるものと一致しなければならない。

太尉で使用しているセンサ205は2048個 多分の長さであり、アレイ上に16個のタップが あるので、これらのタップは各128回の画家に 置かれる。依相「A」、「B」クロックが活動し ていないときには、包号電荷はアレイのTDIセ クションから内方へシフトされる。次いで、位伯 「AJ、「BJクロックが、必要に応じて、始勤 され、タップあたり128額の商業を外方へその タップの出力増幅器へシフトする。次いで、ク ロックは厚び停止させられ、アレイのTDIャク ションからの画者の状の初正伯が内方へシフトさ れ、このパクーンが繰り返される。SAJ、 「B」位組クロックが活効していない時期は伝達 時期として定義される。TDIセンサは追続的に データを集め、これらのデータをバーストの伝達 時間の間に外方へシフトする。

第24選のタイミング図の頂部を数切って2額 気の一連の数字がある。一方の組には透弧がな

する出力クロック(4×ck)の関被数を示している。双位和求むエンコーダ信号は2つの方形故または正独被信号からなり、その一方は他方から90°の位相だけ遅れている。走左方向が優わると、先の走左方向に込れている信号は第2走五方向になる。

<u> 學 燦 奏 理 巻</u>

第25日は第1日の沙像処理器25のブロッククロである。単23日の後間電子機器の16のからのからのは砂路電子機器の16のからのは砂路電子機器の16のからのは砂路電子機器の16のからのではからでは一つではからないのではからないのではからないのではからないのではからのではからのではからの特別を12からの特別と比較される(これは第1日のの特別と比較される(これは第1日のの特別と比較される(これは第1日のの特別と比較される(これは第1日のの特別と比較される(これは第1日のの特別と比較される(これは第1日のの特別と比較される(これは第1日のの特別とはからの特別と比較される(これは第1日のの特別とはのの特別と比較される。11日のの特別とはできる。11日のの特別と比較される(これは第1日のの特別と比較される。11日のの砂路と比較される。11日のの砂路と比較される。11日のの砂路とはからの砂路と比較される。11日のの砂路と比較される。11日のの砂路と比較される。11日のの砂路と比較される。11日のの砂路と比較される。11日のの砂路と比較される。11日のの砂路とはでは11日の砂路を11

時間平1-250847 (28)

CPU26によって行なわれ何る)。お他出された火焔は使用岩インターフェース処理器320に優許され、検出した火焔を使用岩に知らせる。人力パッファヨ10からの出力は号はモニタ34(第1回)に送られて使用名によって収換されている店板の領域を選択する。

4、図面の簡単な説明

第1 図は木魚明の自動グリント配線を決査機械のブロック図である。

第2回は検査しようとしているブリント配級駅上の代表的な銅線の光数馬現象を規例する機断的 関である。

第3回は表面関例がいかなる風引手段でも不可 値である領線の表面の一部を示す例である。

第4回は知識対ガラス微熱 花板からの反射 光の 強さの差を説明するヒストグラムである。

第5回は網及分本ピークの似と思明器の関ロ数の関係を示すグラフである。

第6回は木発明の南ランベルト反射光照明器の 観略物影面図である。

第14図は照明器階級システムとそれに関連したダクトの斡復図である。

那 1 6 a 図およびが 1 5 b 図は木路明の前光限 明なの 5 1 実 独 6 の 平面 4 両 両 図 と 外 発 図 て み も .

第17a図は太陽明の貴光照明書の第2支施例の東略図である。

第176週は反射光、世光四週明を行なえる懸 明器の戦略機動面図である。

第18回はスリット和文体、照明器組立体、センサ・レンズおよび互いに組合わせた電子機器を 村するセンサの機械的な取り付けを説明する斜視 関である。

第19図は特定の用途のために未出頭人事が選んだ多セグメントTDIセンサの機略図である。
第20図はTDIセンサの個々のセンサ・セグメントの群種図である。

部で図は前6回の照明器の対視図である。 508回は照明期限用スリットがある場合とない

場合の、プリント配線板が低いNA、高いNAで 無合の、プリント配線板が低いNA、高いNAで 無引されたときの人別、反射光線の必要を提引す る、プリント配線板の物版面図である。

那 9 図は N A について 3 つの異なった条件の下でが 8 図の 形態の スリット が存在する 場合に 照明 されたガラス 場益 基本と 銅砂 電体のコントラスト とを説明する一組の ヒストグラムである。

坊 1 0 図は D u P o n t R i s t o n 2 1 6 R フォトレジストの透過スペクトルのグラフである。

第11回は選定した光線の反射を復明する、第 6回と阿根の図である。

第12回は明視野、時視野運明の其の組合わせのための、第1回の配置から変更した配置を示す 図である。

第13回は第6回の照明器の機断面図であり、 ランプおよびミラーをわ出し、シュリーレン現象 を抑える空気説的樹システムを示す図である。

部21 a 図~部2 L 3 図は選起したスカ原明パターンに対する所要の応答性を原すことによって 選定したT D 「センサの登割仕様を説明する図である。

第22回は選定したTDIセンサの最延量予効 羽対吸尽のグラフである。

あ23 図は木発明の多セクションTD 1 センサの 1 つのセクションのTD 1 電子要素のプロック 図である。

32 4 図は年2 4 図のTD:電子要素の種々のブロックからの選定信号のタイミング図である。 第2 5 図は年2 4 図のTD!電子要素セクションの1つに対応する単一の影象処理器電子要素セクションのブロック図である。

び 節において、5 … 照 明 光、8 … 終 電 体、1 0 … 快 査 契 隆、1 4 … 進 版、2 0 … 光 字 際 明 編、2 5 … 彫 像 処 理 物、2 6 … C P U、3 0 … R O M、8 2 … R A M、3 4 … モ ニ タ、3 6 … X Y サー 求 初 例 番、3 8 … た 数 セ ン ザ、4 0 … データ ハス、2 0 2 … 位 相 欽 止 ル ー ブ、2 0 4 …

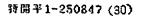
持期平1-250847 (29)

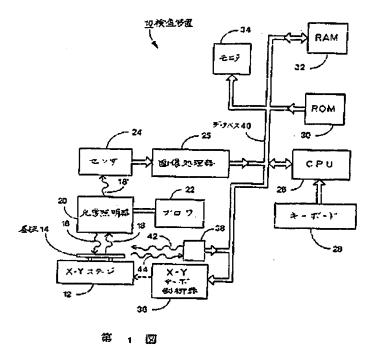
タイミング発生器、206…TDIセンサ、 208…2倍乗算器、210、212…サンプリ ング・スイッチ、248、248--コンデンサ、 2 1 4 . 2 1 6 . 2 2 0 . 2 4 2 -- パッファ. 2 1 8 . 2 2 2 . 2 2 8 -- 加算器、 2 2 4 . 2 2 6 -- 東京語、 2 3 0 ~ 2 3 6 -- D A C 、 A / D 安後森、 6 0 2 ··· 被观察钢罐、 6 0 3 ··· 低 904ービームスプリッタ、907、908: gog…線ボフィラメント式タングステン・ハロ ゲン・ラング、910… スリット組立作、 912…放映瓷箱块, 913、914、915--フィルタ、 9 2 2 … スリット、 1 1 0 2 . 1 1 0 3 … 嫁をラー、1503 — 光ファイバー 出、 1 5 0 4 - モラー、 1 5 0 5 - モラー、

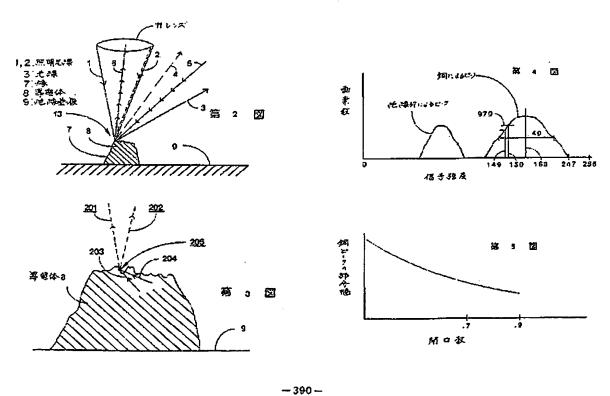
布施 行夫 (他名名)

PLL用の画条サイズノ及を建及デコード SH=PXSZI PXSZQ SPDI SPDQ

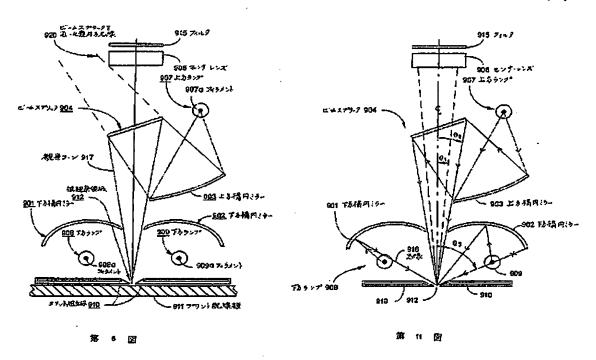
SH	通成 サイズ Pixel stas	企查这友 Scan Speed	エッコータ・存体 EncoderMumphy	ス・トハ・2変量	出口級置	4XCK	PIXCLK	Tach Clock
Q	6.5µm	3.05 ips	4	1760	4	6.Вмнг	1.7 MHz	.5 MHz
1	6.5	6.1	2	1760	2	13.5	3.4	1.0
2	6.5	12.2	2	880	1	27.3	6.8	2.0
/A 3	6.5	24.4	1	880	_	_		4.0
4	13	3.05	4	1760	8	3.4	.85	.5
5	13	6.1	2	1760	4	6.8	1.7	1.0
6	13	12.2	2	880	2	13.8	3.4	2.0
7	13	24.4	1	880	1	27.3	5.8	4.0
8	26	3.05	4	1760	16	1.7	.42	.5
9	26	6.1	2	1760	8	3.4	.85	1.0
A	26	12.2	2	880	4	6.8	1.7	2.0
В	26	24.4	1	880	2	13.6	3.4	4.0
/4 C		3.05	4	1760	_			.5
/A D	-	6.1	2	1760	_	_	-	1.0
ÆΕ	· · ·	12.2	2	880	_	-	_	2.0
ΆF	I —	24.4	1	880	_		_	4.0

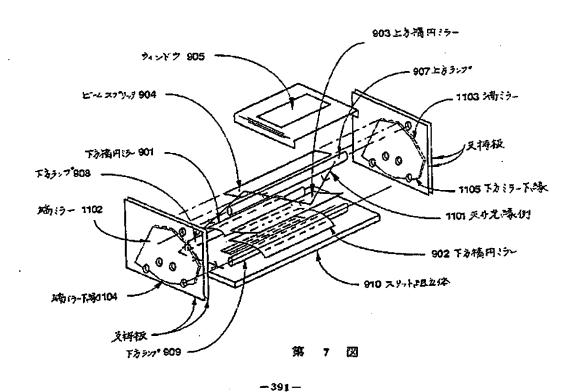




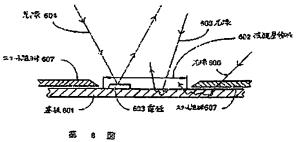


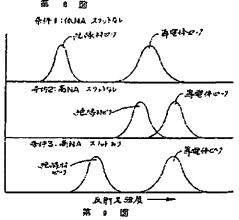
持開平1~250847 (31)

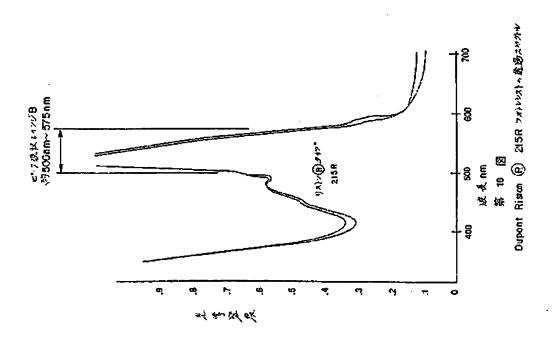




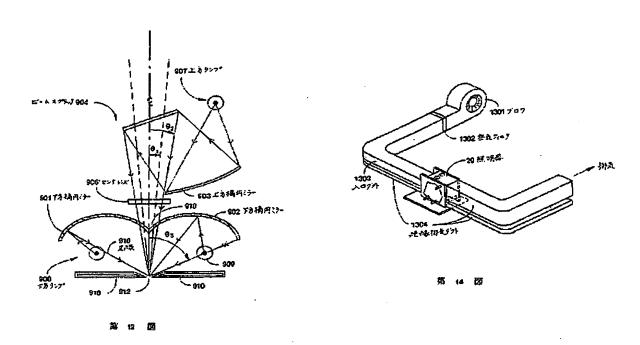
特朗平1-250847 (32)

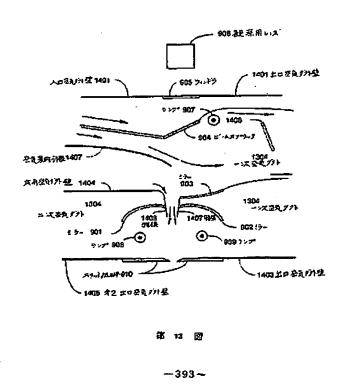


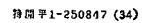


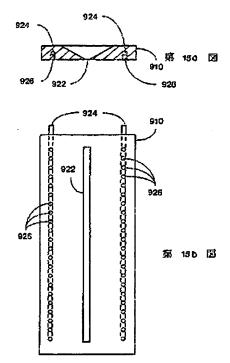


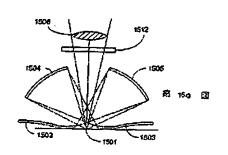
持閒平1-250847 (33)

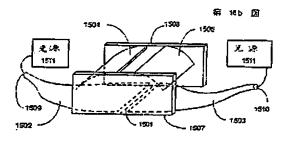


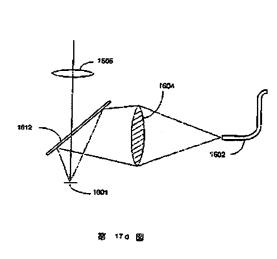


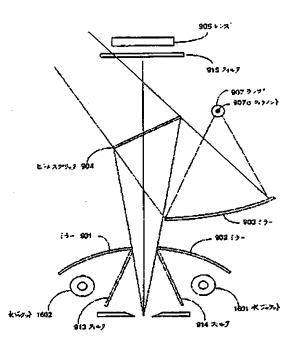






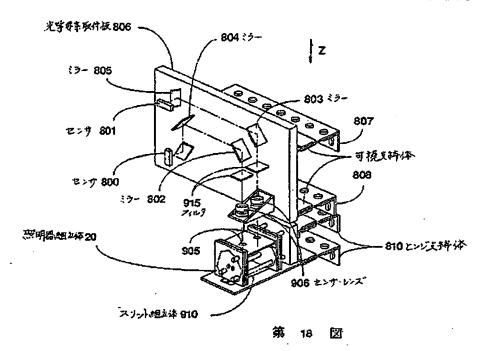


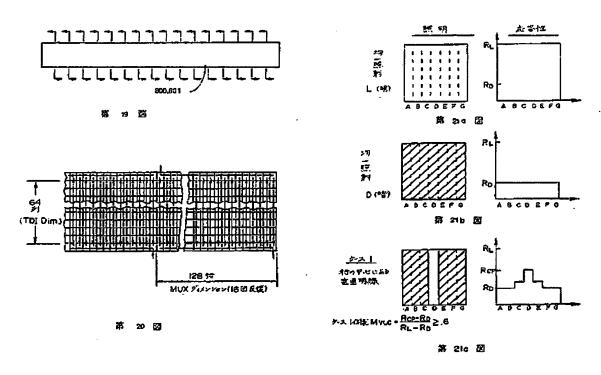




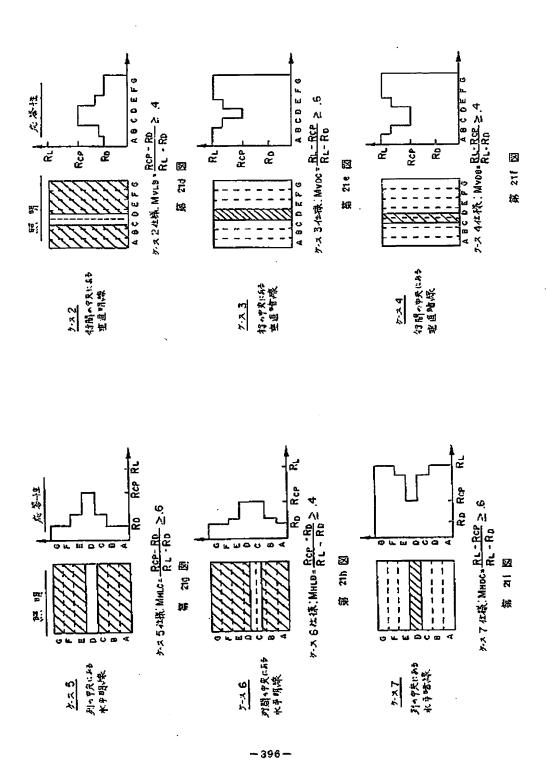
第 176 図

特開平1-250847 (35)

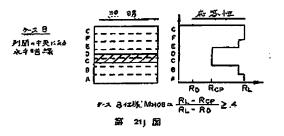


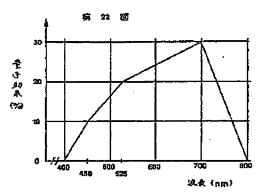


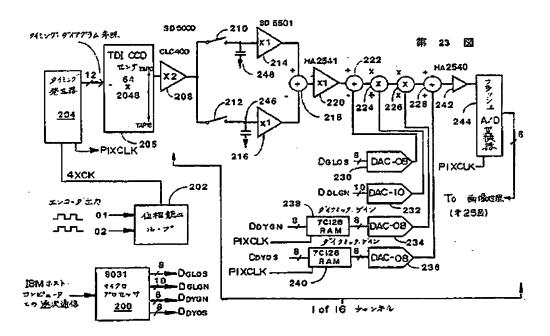
特問平1-250847 (36)



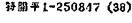
特閒平1-250847 (87)

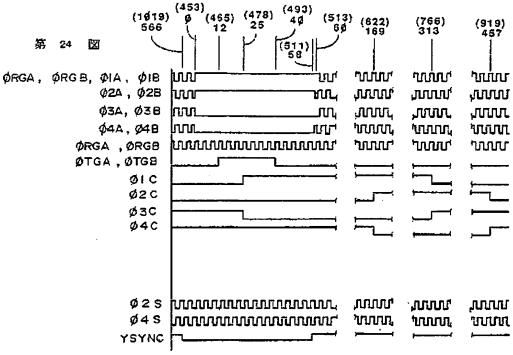


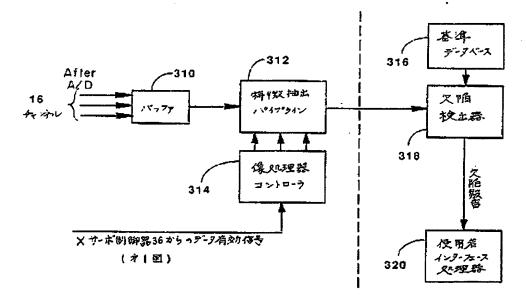




-397-







第 25 図 4表外短路プロック図

-398-

特開平1-250847 (39)

第1頁の統合							
@#E	明 :	奢	ジョン ディー グリ	アメリカ合衆国 カリフオルニア 95062 サンタ クル			
370		_	ーン	ズ キンスレイ ストリート 2275・6			
多発	98	23	フランシス デイー	アメリカ合衆国 カリフオルニア 94025 メンロ バー			
6975	,,	-13	タツカー ザ サード	ク ナンバー 11 オキーフ ストリート 190 イー			
砂発	gp.	-23-	マイケル イー フエ	アメリカ合衆国 カリフオルニア 94640 マウンテン			
(3/ 7 8	773	73	イン	ピュー リメトリー レイン 1909			
~~	05	=	ピー シー ジヤン	アメリカ合衆国 カリフオルニア 94043 マウンテン			
例発	93	4		ピュー アダ アベニュー 227 エイ			
			ليرمساڅ د ۱۵ پيرمي و خيس	アメリカ合衆国 カリフォルニア 95008 キヤンブベル			
②発	明	省	ディビッド ジエイ	ダラス ドライブ 425			
			ハーピー	アメリカ合衆国 カリフオルエア 95123 サン ホセ			
伊発	珋	者	ウィリアム ベル	·			
				エストニア コート 685			

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.